

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 09-229503

(43)Date of publication of application : 05.09.1997

(51)Int.Cl.

F25B 9/00

F25B 9/14

(21)Application number : 08-032061

(71)Applicant : DAIKIN IND LTD

(22)Date of filing : 20.02.1996

(72)Inventor : KURIHARA TOSHIYUKI  
TOMIOKA KEIJI  
OKAMOTO MASAKAZU  
TANETANI SHOICHI  
MIURA KATSUYA

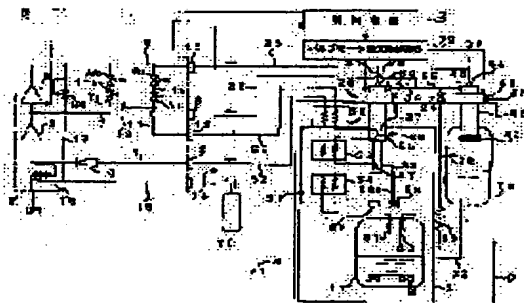
## (54) CRYOGENIC FREEZER DEVICE

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable a freezing capability of a pre-freezing device and a shield freezing device to be adjusted while the same freezing devices are being operated without changing a capacity or a specification of each of the freezing devices in the case that the pre-freezing device and the shield freezing device for a JT (Joule-Thomson) freezer connected in parallel with a compressor are operated in multi-mode.

SOLUTION: In the case that a displacer driving frequency of each of freezers 26, 40 is made variable and an inner pressure of a buffer tank Tb acting as a freezing load of a JT(Joule-Thomson) freezer 51 is decreased lower than a set value, the displacer driving frequency of the pre-cooling freezer 26 is decreased and a displacer driving frequency of the shield freezer 40 is increased to reduce a freezing capability of the Joule-Thomson freezer 51, and in turn in the case that an inner pressure in the tank Tb is decreased lower than the set value, the displacer driving frequency of the pre-cooling freezer 26 is increased and the displacer driving frequency of the shield freezer 40 is decreased to cause a freezing capability of the Joule-Thomson freezer 40 to be increased.

BEST AVAILABLE COPY



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

31.01.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3573384

[Date of registration] 09.07.2004

[Number of appeal against examiner's decision  
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's  
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平9-229503

(43) 公開日 平成9年(1997)9月5日

(51) Int. Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
F 2 5 B	9/00	3 9 5	F 2 5 B	9/00
	9/14	5 3 0		9/14
				3 9 5 A
				5 3 0 Z

審査請求 未請求 請求項の数25 O L (全 22 頁)

(21) 出願番号 特願平8-32061

(22) 出願日 平成8年(1996)2月20日

(71) 出願人 000002853

ダイキン工業株式会社

大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号

梅田センタービル

(72) 発明者 栗原 利行

大阪府堺市金岡町1304番地 ダイキン工業

株式会社堺製作所金岡工場内

(72) 発明者 富岡 計次

大阪府堺市金岡町1304番地 ダイキン工業

株式会社堺製作所金岡工場内

(74) 代理人 弁理士 前田 弘 (外1名)

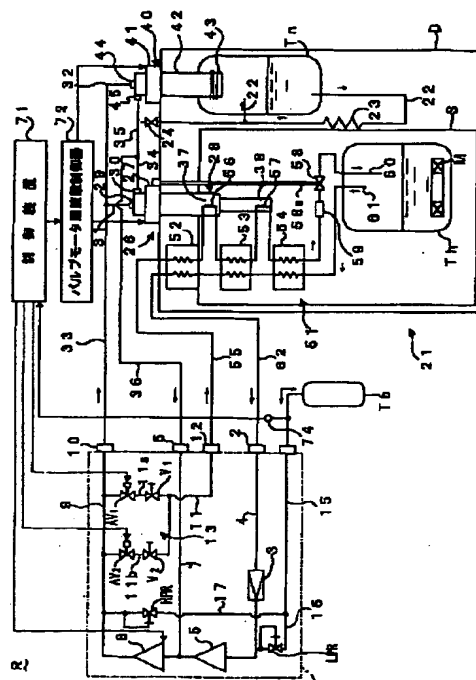
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 極低温冷凍装置

(57) 【要約】

【課題】 圧縮機5、8に対し並列に接続されたJ T冷凍機51用の予冷冷凍機26とシールド冷凍機40とをマルチ運転する場合に、各冷凍機26、40の容量変更や仕様変更を行うことなく、同じ冷凍機26、40を使用しながら各々の冷凍能力を調整できるようにして、J T冷凍機51の幅広い能力制御を行う。

【解決手段】 各冷凍機26、40のディスプレイサ駆動周波数を可変とし、J T冷凍機51の冷凍負荷としてのバッファタンクTbの内圧が設定値よりも低下したとき、予冷冷凍機26のディスプレイサ駆動周波数を下げかつシールド冷凍機40のディスプレイサ駆動周波数を上げてJ T冷凍機51の冷凍能力を低下させ、タンクTbの内圧が設定値よりも低下したときに、予冷冷凍機26のディスプレイサ駆動周波数を上げかつシールド冷凍機40のディスプレイサ駆動周波数を下げてJ T冷凍機51の冷凍能力を上げる。



1

## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 冷媒ガスを圧縮する少なくとも 1 台の圧縮機と、該圧縮機に並列に接続され、圧縮機からの冷媒ガスをディスプレイサの往復動により膨張させて極低温を発生させる複数台の冷凍機（26）、（40）とを備えた極低温冷凍装置において、

上記少なくとも 1 台の冷凍機（26）、（40）のディスプレイサの往復動の駆動周波数を可変とするディスプレイサ駆動周波数可変手段（72）を設けたことを特徴とする極低温冷凍装置。

【請求項 2】 請求項 1 記載の極低温冷凍装置において、

複数台の冷凍機（26）、（40）は、圧縮機からの高圧冷媒ガスの J T 弁（58）でのジュールトムソン膨張により極低温を発生させる J T 冷凍機（51）に付設されかつ上記ジュールトムソン膨張する前の冷媒ガスを予冷する予冷冷凍機（26）と、

少なくとも上記 J T 冷凍機（51）による極低温冷却部分を外部から熱シールドするシールド冷凍機（40）とからなることを特徴とする極低温冷凍装置。

【請求項 3】 請求項 2 記載の極低温冷凍装置において、

圧縮機は、冷媒ガスを圧縮する低段圧縮機（5）と、該低段圧縮機（5）から吐出された冷媒ガスを圧縮する高段圧縮機（8）とからなり、

予冷及びシールド冷凍機（26）、（40）は、上記高段圧縮機（8）から吐出された冷媒ガスを膨張させるように構成されていることを特徴とする極低温冷凍装置。

【請求項 4】 請求項 2 記載の極低温冷凍装置において、

圧縮機は、予冷及びシールド冷凍機（26）、（40）に冷媒ガスを供給する冷凍機用圧縮機（18）と、

J T 弁（58）に冷媒ガスを供給する J T 用圧縮機（19）とからなることを特徴とする極低温冷凍装置。

【請求項 5】 請求項 3 記載の極低温冷凍装置において、

低段及び高段圧縮機（5）、（8）の運転周波数が独立して可変とされていることを特徴とする極低温冷凍装置。

【請求項 6】 請求項 4 記載の極低温冷凍装置において、

冷凍機用及び J T 用圧縮機（18）、（19）の運転周波数が独立して可変とされていることを特徴とする極低温冷凍装置。

【請求項 7】 冷媒ガスを圧縮する少なくとも 1 台の圧縮機と、該圧縮機に並列に接続され、圧縮機からの冷媒ガスを膨張させて極低温を発生させる複数台の冷凍機（26）、（40）とを備えた極低温冷凍装置において、

上記少なくとも 1 台の冷凍機（26）、（40）に対す

2

る冷媒ガスの流量を調整する冷媒流量調整手段（46）を設けたことを特徴とする極低温冷凍装置。

【請求項 8】 請求項 7 記載の極低温冷凍装置において、

複数台の冷凍機（26）、（40）は、圧縮機からの高圧冷媒ガスの J T 弁（58）でのジュールトムソン膨張により極低温を発生させる J T 冷凍機（51）に付設されかつ上記ジュールトムソン膨張する前の高圧冷媒ガスを予冷する予冷冷凍機（26）と、

10 少なくとも上記 J T 冷凍機（51）による極低温冷却部分を外部から熱シールドするシールド冷凍機（40）とであることを特徴とする極低温冷凍装置。

【請求項 9】 請求項 8 記載の極低温冷凍装置において、

圧縮機は、冷媒ガスを圧縮する低段圧縮機（5）と、該低段圧縮機（5）から吐出された冷媒ガスを圧縮する高段圧縮機（8）とからなり、

予冷及びシールド冷凍機（26）、（40）は、上記高段圧縮機（8）から吐出された冷媒ガスを膨張させるように構成されていることを特徴とする極低温冷凍装置。

20 【請求項 10】 請求項 8 記載の極低温冷凍装置において、

圧縮機は、予冷及びシールド冷凍機（26）、（40）に冷媒ガスを供給する冷凍機用圧縮機（18）と、

J T 弁（58）に冷媒ガスを供給する J T 用圧縮機（19）とからなることを特徴とする極低温冷凍装置。

30 【請求項 11】 請求項 9 記載の極低温冷凍装置において、

低段及び高段圧縮機（5）、（8）の運転周波数が独立して可変とされていることを特徴とする極低温冷凍装置。

【請求項 12】 請求項 10 記載の極低温冷凍装置において、

冷凍機用及び J T 用圧縮機（18）、（19）の運転周波数が独立して可変とされていることを特徴とする極低温冷凍装置。

【請求項 13】 請求項 1 記載の極低温冷凍装置において、

各冷凍機（26）、（40）は、ディスプレイサを冷媒ガスの圧力で駆動するガス圧駆動型の冷凍機であって、

かつ上記ディスプレイサに対する冷媒ガス圧を変えてディスプレイサの動きを調整する可変オリフィスを備えており、

上記可変オリフィスの開度をディスプレイサ駆動周波数の変化に応じて制御するように構成したことを特徴とする極低温冷凍装置。

【請求項 14】 請求項 3 又は 4 記載の極低温冷凍装置において、

40 J T 冷凍機（51）の冷凍負荷を検出する J T 冷凍機負荷検出手段（74）と、

上記J T冷凍機負荷検出手段(74)により検出されるJ T冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに、予冷冷凍機(26)のディスプレイサ駆動周波数の低下又はシールド冷凍機(40)のディスプレイサ駆動周波数の上昇の少なくとも一方が行われる一方、J T冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、予冷冷凍機(26)のディスプレイサ駆動周波数の上昇又はシールド冷凍機(40)のディスプレイサ駆動周波数の低下の少なくとも一方が行われるようにディスプレイサ駆動周波数可変手段(72)を制御する制御手段(71)とを設けたことを特徴とする極低温冷凍装置。

【請求項15】 請求項14記載の極低温冷凍装置において、

予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に高圧冷媒ガスを供給する圧縮機(8)の運転周波数が可変とされており、

制御手段(71)は、上記予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に高圧冷媒ガスを供給する圧縮機(8)の運転周波数を、J T冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに圧縮機(8)の運転周波数が下がる一方、J T冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに圧縮機(8)の運転周波数が上がるように制御する構成とされていることを特徴とする極低温冷凍装置。

【請求項16】 請求項14又は15記載の極低温冷凍装置において、

J T弁(58)に対する冷媒ガスの圧力を調整するJ T高圧調整手段(13)を設け、

制御手段(71)は、J T冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに、J T弁(58)への冷媒ガス圧が下がる一方、J T冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、J T弁(58)への冷媒ガス圧が上がるように上記J T高圧調整手段(13)を制御する構成とされていることを特徴とする極低温冷凍装置。

【請求項17】 請求項16記載の極低温冷凍装置において、

低段圧縮機(5)及びJ T用圧縮機(19)の運転周波数が可変されており、

制御手段(71)は、上記圧縮機(5)、(19)の運転周波数を、J T冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに圧縮機(5)、(19)の運転周波数が下がる一方、J T冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに圧縮機(5)、(19)の運転周波数が上がるように制御する構成とされていることを特徴とする極低温冷凍装置。

【請求項18】 請求項9又は10記載の極低温冷凍装置において、

J T冷凍機(51)の冷凍負荷を検出するJ T冷凍機負

荷検出手段(74)と、

上記J T冷凍機負荷検出手段(74)により検出されるJ T冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに、予冷冷凍機(26)に対する冷媒ガス流量が低下する一方、J T冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、シールド冷凍機(40)に対する冷媒ガス流量が低下するように冷媒流量調整手段(46)を制御する制御手段(71)とを設けたことを特徴とする極低温冷凍装置。

10 【請求項19】 請求項18記載の極低温冷凍装置において、

予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に高圧冷媒ガスを供給する圧縮機(8)の運転周波数が可変されており、

制御手段(71)は、上記予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に高圧冷媒ガスを供給する圧縮機(8)の運転周波数を、J T冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに圧縮機(8)の運転周波数が下がる一方、J T冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに圧縮機(8)の運転周波数が上がるように制御する構成とされていることを特徴とする極低温冷凍装置。

【請求項20】 請求項19記載の極低温冷凍装置において、

J T弁(58)に対する冷媒ガスの圧力を調整するJ T高圧調整手段(13)を設け、

制御手段(71)は、J T冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに、J T弁(58)への冷媒ガス圧が下がる一方、J T冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、J T弁(58)への冷媒ガス圧が上がるように上記J T高圧調整手段(13)を制御する構成とされていることを特徴とする極低温冷凍装置。

【請求項21】 請求項20記載の極低温冷凍装置において、

低段圧縮機(5)及びJ T用圧縮機(19)の運転周波数が可変されており、

制御手段(71)は、上記圧縮機(5)、(19)の運転周波数を、J T冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに圧縮機(5)、(19)の運転周波数が下がる一方、J T冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに圧縮機(5)、(19)の運転周波数が上がるように制御する構成とされていることを特徴とする極低温冷凍装置。

【請求項22】 請求項3又は4記載の極低温冷凍装置において、

シールド冷凍機(40)の冷凍負荷を検出するシールド冷凍機負荷検出手段(76)と、

上記シールド冷凍機負荷検出手段(76)により検出される冷凍負荷が設定値よりも下がったときに、予冷冷凍

機(26)のディスプレイサ駆動周波数の上昇又はシールド冷凍機(40)のディスプレイサ駆動周波数の低下の少なくとも一方が行われる一方、冷凍負荷が設定値よりも上がったときに、予冷冷凍機(26)のディスプレイサ駆動周波数の低下又はシールド冷凍機(40)のディスプレイサ駆動周波数の上昇の少なくとも一方が行われるようにディスプレイサ駆動周波数可変手段(72)を制御する制御手段(71)とを設けたことを特徴とする極低温冷凍装置。

【請求項23】 請求項22記載の極低温冷凍装置において、

予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に高压冷媒ガスを供給する圧縮機(8)の運転周波数が可変とされており、

制御手段(71)は、上記予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に高压冷媒ガスを供給する圧縮機(8)の運転周波数を、シールド冷凍機(40)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに圧縮機(8)の運転周波数が下がる一方、冷凍負荷が設定値よりも増大したときに圧縮機(8)の運転周波数が上がるように制御する構成とされていることを特徴とする極低温冷凍装置。

【請求項24】 請求項9又は10記載の極低温冷凍装置において、

シールド冷凍機(40)の冷凍負荷を検出するシールド冷凍機負荷検出手段(76)と、

上記シールド冷凍機負荷検出手段(76)により検出される冷凍負荷が設定値よりも低下したときに、上記シールド冷凍機(40)に対する冷媒ガス流量が低下する一方、冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、上記予冷冷凍機(26)に対する冷媒ガス流量が低下するように冷媒流量調整手段(46)を制御する制御手段(71)とを設けたことを特徴とする極低温冷凍装置。

【請求項25】 請求項24記載の極低温冷凍装置において、

予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に高压冷媒ガスを供給する圧縮機(8)の運転周波数が可変とされており、

制御手段(71)は、上記予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に高压冷媒ガスを供給する圧縮機(8)の運転周波数を、シールド冷凍機(40)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに圧縮機(8)の運転周波数が下がる一方、冷凍負荷が設定値よりも増大したときに圧縮機(8)の運転周波数が上がるように制御する構成とされていることを特徴とする極低温冷凍装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、圧縮機に対し膨張機からなる複数台の冷凍機が接続された極低温冷凍装置に関し、特に、その各冷凍機的能力を個別に可変制御するようにしたものの技術分野に属する。

【0002】

【従来の技術】従来より、この種の極低温冷凍装置として、冷媒ガスを圧縮する1台の圧縮機に対し、該圧縮機からの冷媒ガスをディスプレイサの往復動により断熱膨張させて極低温を発生させる複数台の冷凍機(膨張機)を並列に接続し、これら冷凍機を同時にマルチ運転させるようにしたマルチ型のものが知られている(例えば特開平3-15677号、特開平1-210765号、特開平5-87414号、特公平6-68422号及び実開平5-47761号の各公報参照)。

【0003】また、この他、冷凍機におけるディスプレイサの往復動の駆動周波数を可変とすることにより、冷凍装置の能力を変えるようにすることが知られている

(例えば特開平2-261094号、特公昭3-50956号、特開昭63-306361号、特開平6-101917号、特開平3-152353号及び実開昭62-112074号の各公報参照)。さらに、特公昭61-60348号公報に示されるものでは、ディスプレイサに対する冷媒ガス圧により該ディスプレイサを往復動させるガス圧駆動型の冷凍機において、開度変化によって上記ディスプレイサへの冷媒ガス圧を変える可変オリフィスを設け、この可変オリフィスの開度制御によってディスプレイサの往復動の動きを調整するようになされている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記前者の従来例のように、複数台の冷凍機を圧縮機に接続してマルチ運転する場合、各冷凍機の冷凍能力は他の冷凍機との組合わせに応じて一律に決定されてしまい、個々の冷凍機の冷凍能力が異なるときには、予め、冷凍機の仕様を変更しておく必要があり、また、冷凍機の冷凍能力を変えるときには、その都度、冷凍機の容量変更を行わねばならない。

【0005】本発明は斯かる点に鑑みてなされたもので、その目的は、圧縮機に複数台の冷凍機を並列に接続してマルチ運転する場合に、上記後者の従来技術の考え方を押し進めることで、各冷凍機の容量変更や仕様変更を行うことなく、同じ冷凍機を使用しながら各々の冷凍能力を調整できるようにすることにある。

【0006】

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために、この発明では、複数台の冷凍機を圧縮機に接続してマルチ運転するマルチ型の極低温冷凍装置に対し、その少なくとも1台の冷凍機のディスプレイサ駆動周波数や冷凍機に対する冷媒流量等を可変とするようにした。

【0007】具体的には、図1に示すように、請求項1の発明では、冷媒ガスを圧縮する少なくとも1台の圧縮機と、該圧縮機に並列に接続され、圧縮機からの冷媒ガスをディスプレイサの往復動により膨張させて極低温を発生させる複数台の冷凍機(26)、(40)とを備え

7

た極低温冷凍装置において、上記少なくとも1台の冷凍機(26)、(40)のディスプレイサの往復動の駆動周波数を可変とするディスプレイサ駆動周波数可変手段(72)を設ける。

【0008】上記の構成により、複数台のうちの少なくとも1台の冷凍機(26)、(40)のディスプレイサ駆動周波数がディスプレイサ駆動周波数可変手段(72)によって可変とされているので、その冷凍機(26)、(40)のディスプレイサ駆動周波数を変えることで、該冷凍機(26)、(40)の冷凍能力を変えることができる。このことで、複数台の冷凍機(26)、(40)間の能力配分を変更でき、個々の冷凍機(26)、(40)の冷凍能力に応じて、その容量変更を要することなく幅広い調整を行うことができる。

【0009】請求項2の発明では、請求項1の発明の極低温冷凍装置において、複数台の冷凍機(26)、(40)は、圧縮機からの高圧冷媒ガスのJ T弁(58)でのジュールトムソン膨張により極低温を発生させるJ T冷凍機(51)に付設されかつ上記ジュールトムソン膨張する前の高圧冷媒ガスを予冷する予冷冷凍機(26)と、少なくとも上記J T冷凍機(51)による極低温冷却部分を外部から熱シールドするシールド冷凍機(40)とからなるものとする。

【0010】このことで、J T冷凍機(51)の予冷冷凍機(26)及びシールド冷凍機(40)をマルチ運転する場合でも、予冷冷凍機(26)つまりJ T冷凍機(51)の冷凍能力とシールド冷凍機(40)の冷凍能力との能力配分を同じ仕様の冷凍機(26)、(40)を用いて調整することができ、冷凍機(26)、(40)の仕様変更を要することなく、種々の冷凍能力の要求に対応させることができる。

【0011】請求項3の発明では、請求項2の発明の極低温冷凍装置において、圧縮機は、冷媒ガスを圧縮する低段圧縮機(5)と、該低段圧縮機(5)から吐出された冷媒ガスを圧縮する高段圧縮機(8)とからなるものとし、予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)は、上記高段圧縮機(8)から吐出された冷媒ガスを膨張させるように構成されているものとする。また、請求項4の発明では、圧縮機は、予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に冷媒ガスを供給する冷凍機用圧縮機(18)と、J T弁(58)に冷媒ガスを供給するJ T用圧縮機(19)とからなる構成とする。これらの発明によれば、予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に接続される圧縮機の接続構造を具体化することができる。

【0012】請求項5の発明では、請求項3の発明の極低温冷凍装置において、低段及び高段圧縮機(5)、(8)の運転周波数を独立して可変とする。また、請求項6の発明では、請求項4の発明の極低温冷凍装置において、冷凍機用及びJ T用圧縮機(18)、(19)の

8

運転周波数を独立して可変とする。これら発明のようにすると、冷凍機(26)、(40)のディスプレイサ駆動周波数のみならず、圧縮機の運転周波数についても可変であるので、両者を変更することで、予冷冷凍機(26)(J T冷凍機(51))の冷凍能力とシールド冷凍機(40)の冷凍能力との能力配分をさらに広い範囲に亘り調整して、大幅な冷凍能力の要求に対応させることができる。

【0013】請求項7の発明では、図5に示す如く、上記請求項1の発明と同様に、冷媒ガスを圧縮する少なくとも1台の圧縮機と、該圧縮機に並列に接続され、圧縮機からの冷媒ガスを膨張させて極低温を発生させる複数台の冷凍機(26)、(40)とを備えた極低温冷凍装置が前提である。そして、上記少なくとも1台の冷凍機(26)、(40)に対する冷媒ガスの流量を調整する冷媒流量調整手段(46)を設ける。

【0014】この構成により、冷媒流量調整手段(46)により、複数台のうちの少なくとも1台の冷凍機(26)、(40)に対する冷媒ガスの流量が可変とされるので、その冷凍機(26)、(40)への冷媒ガス流量を変えることで、その冷凍能力を変えることができ、よって、請求項1の発明と同様に、複数台の冷凍機(26)、(40)間の能力配分を変更し、個々の冷凍機(26)、(40)の冷凍能力に応じて容量変更を要することなく幅広い調整を行うことができる。

【0015】請求項8の発明では、請求項7の発明の極低温冷凍装置において、請求項2の発明と同様に、複数台の冷凍機(26)、(40)は、圧縮機からの高圧冷媒ガスのJ T弁(58)でのジュールトムソン膨張により極低温を発生させるJ T冷凍機(51)に付設されかつ上記ジュールトムソン膨張する前の高圧冷媒ガスを予冷する予冷冷凍機(26)と、少なくとも上記J T冷凍機(51)による極低温冷却部分を外部から熱シールドするシールド冷凍機(40)とからなる。よって、請求項2の発明と同様の作用効果が得られる。

【0016】請求項9の発明では、請求項8の発明の極低温冷凍装置において、請求項3の発明と同様に、圧縮機を、冷媒ガスを圧縮する低段圧縮機(5)と、該低段圧縮機(5)から吐出された冷媒ガスを圧縮する高段圧縮機(8)とからなし、予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)は、上記高段圧縮機(8)から吐出された冷媒ガスを膨張させるように構成されているものとする。この場合でも、請求項3の発明と同様の作用効果が得られる。

【0017】請求項10の発明では、請求項8の発明の極低温冷凍装置において、請求項4の発明と同様に、圧縮機を、予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に冷媒ガスを供給する冷凍機用圧縮機(18)と、J T弁(58)に冷媒ガスを供給するJ T用圧縮機(19)とを備えている構成とする。この発明では、請求項4の発

明と同様の作用効果が得られる。

【0018】請求項11の発明では、請求項9の発明の極低温冷凍装置において、請求項5の発明と同様に、低段及び高段圧縮機（5）、（8）の運転周波数を独立して可変とする。また、請求項12の発明では、請求項10の発明の極低温冷凍装置において、請求項6の発明と同様に、冷凍機用及びJT用圧縮機（18）、（19）の運転周波数を独立して可変とする。これら発明によれば、請求項4又は5の発明と同様の作用効果を奏することができる。

【0019】請求項13の発明では、図1及び図4に示すように、上記請求項1の発明の極低温冷凍装置において、各冷凍機（26）、（40）は、ディスプレイサを冷媒ガスの圧力で駆動するガス圧駆動型の冷凍機として、上記ディスプレイサに対する冷媒ガス圧を変えてディスプレイサの動きを調整する可変オリフィスを備えたものとする。そして、この可変オリフィスの開度をディスプレイサ駆動周波数の変化に応じて制御するように構成する。

【0020】この構成とすることで、冷凍機（26）、（40）のディスプレイサ駆動周波数の変化に応じて可変オリフィスの開度を最適開度に制御することができ、冷凍機（26）、（40）のディスプレイサ駆動周波数のみならず、ディスプレイサに対する冷媒ガス圧も適正圧に変えて、予冷冷凍機（26）の冷凍能力とシールド冷凍機（40）の冷凍能力との能力配分をさらに広い範囲に亘り調整して、大幅な冷凍能力の要求に対応させることができる。

【0021】請求項14以下の発明は、冷凍機のディスプレイサ駆動周波数や冷凍機への冷媒流量等の制御態様を具体化したものである。すなわち、請求項14の発明では、図1に示すように、上記請求項3又は4の発明の極低温冷凍装置において、JT冷凍機（51）の冷凍負荷を検出するJT冷凍機負荷検出手段（74）と、このJT冷凍機負荷検出手段（74）により検出されるJT冷凍機（51）の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに、予冷冷凍機（26）のディスプレイサ駆動周波数の低下又はシールド冷凍機（40）のディスプレイサ駆動周波数の上昇の少なくとも一方が行われる一方、JT冷凍機（51）の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、予冷冷凍機（26）のディスプレイサ駆動周波数の上昇又はシールド冷凍機（40）のディスプレイサ駆動周波数の低下の少なくとも一方が行われるようにディスプレイサ駆動周波数可変手段（72）を制御する制御手段（71）とを設ける。

【0022】この構成により、JT冷凍機（51）の冷凍負荷がJT冷凍機負荷検出手段（74）により検出され、このJT冷凍機（51）の冷凍負荷に応じてディスプレイサ駆動周波数可変手段（72）が制御手段（71）で制御されて冷凍機のディスプレイサ駆動周波数が

変えられ、JT冷凍機（51）の冷凍負荷が設定値よりも低下したときには、予冷冷凍機（26）のディスプレイサ駆動周波数の低下又はシールド冷凍機（40）のディスプレイサ駆動周波数の上昇の少なくとも一方が行われ、予冷冷凍機（26）つまりJT冷凍機（51）の冷凍能力が下げられる。一方、JT冷凍機（51）の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、予冷冷凍機（26）のディスプレイサ駆動周波数の上昇又はシールド冷凍機（40）のディスプレイサ駆動周波数の低下の少なくとも一方が行われ、JT冷凍機（51）の冷凍能力が上げられる。こうすれば、極低温冷凍装置のマルチ運転中にJT冷凍機（51）の負荷が変わっても、全ての冷凍機の冷凍能力が一律に同じように変わることはなく、その負荷に応じて冷凍能力を変更させることができ、例えばシールド冷凍機（40）の冷凍能力を略一定に保ちながら、JT冷凍機（51）の冷凍能力を変化させることもでき、JT冷凍機（51）の幅広い能力制御を行うことができる。

【0023】請求項15の発明では、請求項14の発明の極低温冷凍装置において、予冷及びシールド冷凍機（26）、（40）に高压冷媒ガスを供給する圧縮機（8）の運転周波数を可変とする。そして、制御手段（71）は、予冷及びシールド冷凍機（26）、（40）に高压冷媒ガスを供給する圧縮機（8）の運転周波数を、JT冷凍機（51）の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに圧縮機（8）の運転周波数が下がる一方、JT冷凍機（51）の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに圧縮機（8）の運転周波数が上がるように制御する構成とする。

【0024】こうすることで、制御手段（71）において、予冷及びシールド冷凍機（26）、（40）に高压冷媒ガスを供給する圧縮機（8）の運転周波数がJT冷凍機（51）の冷凍負荷に応じて制御されて変えられ、JT冷凍機（51）の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに、上記圧縮機（8）の運転周波数が下げられる一方、JT冷凍機（51）の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、圧縮機（8）の運転周波数が上げられる。このように冷凍機（26）、（40）のディスプレイサ駆動周波数のみならず圧縮機（8）の運転周波数も変えられるので、冷凍装置のマルチ運転中のJT冷凍機（51）の負荷の変化に応じて冷凍能力を大きく変更させることができ、JT冷凍機（51）のより一層幅広い能力制御を行うことができる。

【0025】請求項16の発明では、請求項14又は15の発明の極低温冷凍装置において、JT弁（58）に対する冷媒ガスの圧力を調整するJT高压調整手段（13）を設け、制御手段（71）は、JT冷凍機（51）の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに、JT弁（58）への冷媒ガス圧が下がる一方、JT冷凍機（51）の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、JT弁（5



## 11

8)への冷媒ガス圧が上がるように上記J T 高压調整手段(13)を制御する構成とする。

【0026】この発明では、制御手段(71)によりJ T 冷凍機(51)の冷凍負荷に応じてJ T 高压調整手段(13)が制御されて、J T 弁(58)に対する冷媒ガスの圧力が調整され、J T 冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに、J T 弁(58)への冷媒ガス圧が下がり、J T 冷凍機(51)の冷凍能力が低下する一方、J T 冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、J T 弁(58)への冷媒ガス圧が上がり、J T 冷凍機(51)の冷凍能力が増大する。よって、この場合でもJ T 冷凍機(51)の負荷の変化に応じて冷凍能力を大きく変更させることができ、J T 冷凍機(51)のより一層幅広い能力制御を行うことができる。

【0027】請求項17の発明では、請求項16の発明の極低温冷凍装置において、低段圧縮機(5)又はJ T 用圧縮機(19)の運転周波数を可変とする。そして、制御手段(71)は、上記圧縮機(5)、(19)の運転周波数を、J T 冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに圧縮機(5)、(19)の運転周波数が下がる一方、J T 冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに圧縮機(5)、(19)の運転周波数が上がるように制御する構成とする。

【0028】このことで、制御手段(71)によりJ T 冷凍機(51)の冷凍負荷に応じて低段圧縮機(5)又はJ T 用圧縮機(19)の運転周波数が制御され、J T 冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに、圧縮機(5)、(19)の運転周波数が下がり、J T 冷凍機(51)の冷凍能力が低下する一方、J T 冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、圧縮機(5)、(19)の運転周波数が上がり、J T 冷凍機(51)の冷凍能力が増大する。よって、この場合でもJ T 冷凍機(51)の負荷の変化に応じて冷凍能力を大きく変更して、J T 冷凍機(51)のより一層幅広い能力制御を行うことができる。

【0029】請求項18の発明では、図5に示す如く、請求項9又は10の発明の極低温冷凍装置において、請求項14の発明と同様に、J T 冷凍機(51)の冷凍負荷を検出するJ T 冷凍機負荷検出手段(74)と、J T 冷凍機負荷検出手段(74)により検出されるJ T 冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに、予冷冷凍機(26)に対する冷媒ガス流量が低下する一方、J T 冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、シールド冷凍機(40)に対する冷媒ガス流量が低下するように冷媒流量調整手段(46)を制御する制御手段(71)とを設ける。

【0030】この構成により、J T 冷凍機(51)の冷凍負荷がJ T 冷凍機負荷検出手段(74)により検出されて、このJ T 冷凍機(51)の冷凍負荷に応じて冷媒

## 12

流量調整手段(46)が制御手段(71)で制御され、J T 冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときには、予冷冷凍機(26)に対する冷媒ガス流量が低下してJ T 冷凍機(51)の冷凍能力が下げられ、一方、J T 冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも増大したときには、シールド冷凍機(40)に対する冷媒ガス流量が低下してその冷凍能力が下げられ、その分、予冷冷凍機(26)への冷媒流量が増加して、その冷凍能力が増大する。従って、この場合でも、請求項14の発明と同様に、J T 冷凍機(51)の冷凍能力の幅広い能力制御を行うことができる。

【0031】請求項19の発明では、請求項18の発明の極低温冷凍装置において、請求項15の発明と同様に、予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に高压冷媒ガスを供給する圧縮機(8)の運転周波数を可変とする。そして、制御手段(71)は、上記予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に高压冷媒ガスを供給する圧縮機(8)の運転周波数を、J T 冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに圧縮機(8)の運転周波数が下がる一方、J T 冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに圧縮機(8)の運転周波数が上がるように制御する構成とする。

【0032】こうすると、J T 冷凍機(51)の冷凍負荷に応じて圧縮機(8)の運転周波数が制御手段(71)で制御され、J T 冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに、予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に高压冷媒ガスを供給する圧縮機(8)の運転周波数が下げられる一方、J T 冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、圧縮機(8)の運転周波数が上げられる。よって、請求項15の発明と同様の作用効果を奏することができる。

【0033】請求項20の発明では、請求項19の発明の極低温冷凍装置において、J T 弁(58)に対する冷媒ガスの圧力を調整するJ T 高压調整手段(13)を設け、制御手段(71)は、J T 冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに、J T 弁(58)への冷媒ガス圧が下がる一方、J T 冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、J T 弁(58)への冷媒ガス圧が上がるように上記J T 高压調整手段(13)を制御する構成とする。

【0034】この発明でも、制御手段(71)によりJ T 冷凍機(51)の冷凍負荷に応じてJ T 高压調整手段(13)が制御されて、J T 弁(58)に対する冷媒ガスの圧力が調整され、J T 冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに、J T 弁(58)への冷媒ガス圧が下がり、冷凍能力が低下する一方、J T 冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、J T 弁(58)への冷媒ガス圧が上がり、冷凍能力が増大する。よって、請求項16の発明と同様の作用効果が得られる。

【0035】請求項21の発明では、請求項20の発明の極低温冷凍装置において、請求項17の発明と同様に、低段圧縮機(5)又はJT用圧縮機(19)の運転周波数を可変とし、制御手段(71)は、上記圧縮機(5)、(19)の運転周波数を、JT冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに圧縮機

(5)、(19)の運転周波数が下がる一方、JT冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに圧縮機(5)、(19)の運転周波数が上がるように制御する構成とする。

【0036】この場合、JT冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに、低段圧縮機(5)又はJT用圧縮機(19)の運転周波数が下がり、JT冷凍機(51)の冷凍能力が低下する一方、JT冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、圧縮機(5)、(19)の運転周波数が上がり、JT冷凍機(51)の冷凍能力が増大する。よって、請求項17の発明と同様の作用効果が得られる。

【0037】請求項22の発明では、図10に示すように、請求項3又は4の発明の極低温冷凍装置において、シールド冷凍機(40)の冷凍負荷を検出するシールド冷凍機負荷検出手段(76)と、このシールド冷凍機負荷検出手段(76)により検出される冷凍負荷が設定値よりも下がったときに、予冷冷凍機(26)のディスプレイサ駆動周波数の上昇又はシールド冷凍機(40)のディスプレイサ駆動周波数の低下の少なくとも一方が行われる一方、上記冷凍負荷が設定値よりも上がったときに、予冷冷凍機(26)のディスプレイサ駆動周波数の低下又はシールド冷凍機(40)のディスプレイサ駆動周波数の上昇の少なくとも一方が行われるようにディスプレイサ駆動周波数可変手段(72)を制御する制御手段(71)とを設ける。

【0038】この構成により、シールド冷凍機(40)の冷凍負荷がシールド冷凍機負荷検出手段(76)により検出され、この冷凍負荷に応じてディスプレイサ駆動周波数可変手段(72)が制御手段(71)で制御されて、冷凍機(26)、(40)のディスプレイサ駆動周波数が変えられ、シールド冷凍機(40)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときには、予冷冷凍機(26)のディスプレイサ駆動周波数の上昇又はシールド冷凍機(40)のディスプレイサ駆動周波数の低下の少なくとも一方が行われ、シールド冷凍機(40)の冷凍能力が下げられる。一方、シールド冷凍機(40)の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、予冷冷凍機(26)のディスプレイサ駆動周波数の低下又はシールド冷凍機(40)のディスプレイサ駆動周波数の上昇の少なくとも一方が行われ、同冷凍機(40)の冷凍能力が上げられる。こうすれば、極低温冷凍装置のマルチ運転中にシールド冷凍機(40)の負荷が変わっても、全ての冷凍機の冷凍能力が一律に同じように変わることはなく、そ

の負荷に応じて冷凍能力を変更させることができ、例えばJT冷凍機(51)の冷凍能力を略一定に保ちながら、シールド冷凍機(40)の冷凍能力を変化させることもでき、よってシールド冷凍機(40)の幅広い能力制御を行うことができる。

【0039】請求項23の発明では、請求項22の発明の極低温冷凍装置において、請求項15の発明と同様に、予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に高压冷媒ガスを供給する圧縮機(8)の運転周波数を可変とする。そして、制御手段(71)は、上記予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に高压冷媒ガスを供給する圧縮機(8)の運転周波数を、シールド冷凍機(40)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに圧縮機(8)の運転周波数が下がる一方、上記冷凍負荷が設定値よりも増大したときに圧縮機(8)の運転周波数が上がるように制御する構成とする。

【0040】こうすることで、シールド冷凍機(40)の冷凍負荷に応じて圧縮機(8)の運転周波数が制御手段(71)で制御され、シールド冷凍機(40)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに、予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に高压冷媒ガスを供給する圧縮機(8)の運転周波数が下げられる一方、シールド冷凍機(40)の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、圧縮機(8)の運転周波数が上げられる。このように冷凍機(26)、(40)のディスプレイサ駆動周波数のみならず圧縮機(8)の運転周波数も変えられるので、冷凍装置のマルチ運転中のシールド冷凍機(40)の負荷の変化に応じて冷凍能力を大きく変更させることができ、シールド冷凍機(40)のより一層幅広い能力制御を行うことができる。

【0041】請求項24の発明では、図11に示すように、請求項9又は10の発明の極低温冷凍装置において、シールド冷凍機(40)の冷凍負荷を検出するシールド冷凍機負荷検出手段(76)と、このシールド冷凍機負荷検出手段(76)により検出される冷凍負荷が設定値よりも下がったときに、上記シールド冷凍機(40)に対する冷媒ガス流量が低下する一方、冷凍負荷が設定値よりも上がったときに、上記予冷冷凍機(26)に対する冷媒ガス流量が低下するように冷媒流量調整手段(46)を制御する制御手段(71)とを設ける。

【0042】この構成により、シールド冷凍機(40)の冷凍負荷がシールド冷凍機負荷検出手段(76)により検出されて、このシールド冷凍機(40)の冷凍負荷に応じて冷媒流量調整手段(46)が制御手段(71)で制御され、シールド冷凍機(40)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときには、シールド冷凍機(40)に対する冷媒ガス流量が低下してその冷凍能力が下げられ、一方、シールド冷凍機(40)の冷凍負荷が設定値よりも増大したときには、予冷冷凍機(26)に対する冷媒ガス流量が低下してシールド冷凍機(40)の冷凍

能力が下げられる。従って、この場合でも、請求項22の発明と同様に、シールド冷凍機(40)の冷凍能力の幅広い能力制御を行うことができる。

【0043】請求項25の発明では、請求項24の発明の極低温冷凍装置において、予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に高压冷媒ガスを供給する圧縮機(8)の運転周波数を可変とし、制御手段(71)は、予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に高压冷媒ガスを供給する圧縮機(8)の運転周波数を、シールド冷凍機(40)の冷凍負荷が設定値よりも下がったときに圧縮機(8)の運転周波数が下がる一方、冷凍負荷が設定値よりも上がったときに圧縮機(8)の運転周波数が上がるように制御する構成とする。

【0044】こうすると、シールド冷凍機(40)の冷凍負荷に応じて圧縮機(8)の運転周波数が制御手段(71)で制御されて変えられ、シールド冷凍機(40)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに、予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に高压冷媒ガスを供給する圧縮機(8)の運転周波数が下げられる一方、シールド冷凍機(40)の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、圧縮機(8)の運転周波数が上げられる。よって、請求項23の発明と同様の作用効果を奏することができる。

#### 【0045】

##### 【発明の実施の形態】

(実施形態1) 図1は本発明の実施形態1に係る極低温冷凍装置(R)の全体構成を示し、この冷凍装置(R)は超電導磁石(M)をその超電導コイルが極低温レベルになるように冷却するためのもので、液体ヘリウム(冷媒)を貯溜する液体ヘリウムタンク(Th)に付設されている。そして、このヘリウムタンク(Th)内に超電導磁石(M)が液体ヘリウムにより浸漬されて收容され、この液体ヘリウムにより磁石(M)の超電導コイルが臨界温度以下に冷却保持される。

【0046】冷凍装置(R)は圧縮機ユニット(1)と冷凍機ユニット(21)とからなる。上記圧縮機ユニット(1)には、低压ガス吸入口(2)からの低压ヘリウムガスを、逆止弁(3)を有する低压配管(4)を介して吸い込んで圧縮する低段圧縮機(5)と、この低段圧縮機(5)から吐出されたヘリウムガスを、中間圧ガス吸入口(6)から中間圧配管(7)を介して吸入された中間圧のヘリウムガスと共に吸い込んでさらに高压に圧縮する高段圧縮機(8)とが配設され、この高段圧縮機(8)の吐出側は冷凍機用高压配管(9)を介して冷凍機用高压ガス吐出口(10)に、また上記冷凍機用高压配管(9)から分岐したJT用高压配管(11)を介してJT用高压ガス吐出口(12)にそれぞれ接続されている。上記高段圧縮機(8)は運転周波数可変のインバータ式圧縮機からなり、その運転周波数が独立して可変とされている。

【0047】上記JT用高压配管(11)は途中で第1及び第2の2つの分岐配管(11a)、(11b)に並列に分岐され、第1分岐配管(11a)には流量調整用の絞り固定式の第1流量調整弁(V1)と、この第1流量調整弁(V1)の圧縮機吐出側に電磁弁からなる第1開閉弁(AV1)とが配設されている。一方、第2分岐配管(11b)には同様の第2流量調整弁(V2)と第2開閉弁(AV2)とがそれぞれ配設され、この第2流量調整弁(V2)の開度は第1流量調整弁(V1)と異なり、例えば第1流量調整弁(V1)よりも小さい開度に設定されている。この実施形態では、上記第1及び第2流量調整弁(V1)、(V2)並びに第1及び第2開閉弁(AV1)、(AV2)により、高段圧縮機(8)から後述のJT弁(58)へ至る高压配管(11)の開度を変えてJT弁(58)に対するヘリウムガス圧(JT高压)を調整するJT高压調整機構(13)が構成され、例えば第1開閉弁(AV1)を開きかつ第2開閉弁(AV2)を閉じたときにはヘリウムガスの流量を多くしてJT高压を低くする一方、逆に第1開閉弁(AV1)を閉じかつ第2開閉弁(AV2)を開いたときにはヘリウムガスの流量を少なくしてJT高压を高くするようになっている。

【0048】さらに、(Tb)はヘリウムガスを貯蔵するバッファタンクで、このバッファタンク(Tb)にはヘリウムガス給排配管(15)の一端部が接続されている。このヘリウムガス給排配管(15)の他端側は圧縮機ユニット(1)内でヘリウムガス供給配管(16)とヘリウムガス戻し配管(17)とに分岐され、ヘリウムガス供給配管(16)の端部は、上記低段圧縮機(5)の吸込側と低压ガス吸入口(2)との間の低压配管(4)に接続され、このヘリウムガス供給配管(16)には低压制御弁(LPR)が配設されている。この低压制御弁(LPR)は、低压配管(4)でのヘリウムガスの圧力が設定圧以下に低下したときにそれをパイロット圧として自動的に開くもので、この低压制御弁(LP R)の開弁に伴いバッファタンク(Tb)内のヘリウムガスが低压配管(4)(冷媒回路)に供給される。

【0049】一方、ヘリウムガス戻し配管(17)の端部は上記冷凍機用高压配管(9)(JT用高压配管(11))に接続され、このヘリウムガス戻し配管(17)の途中には高压制御弁(HPR)が配置されている。この高压制御弁(HPR)は、冷凍機用高压配管(9)でのヘリウムガスの圧力が設定圧以上に上昇したときにそれをパイロット圧として自動的に開くもので、この高压制御弁(HPR)の開弁により冷凍機用高压配管(9)及びJT用高压配管(11)(冷媒回路)のヘリウムガスがバッファタンク(Tb)内に戻される。

【0050】これに対し、上記冷凍機ユニット(21)は真空デューワー(D)を有し、この真空デューワー(D)内部に上記液体ヘリウムタンク(Th)が熱シールド板

(S)により外部から熱シールドされた状態で収容されており、この熱シールド板(S)の内部が、後述のJ T冷凍機(51)により極低温レベルに冷却される極低温冷却部分とされている。

【0051】また、真空デュワー(D)の内部には液体窒素を貯溜する液体窒素タンク(Tn)が配設されている。この液体窒素タンク(Tn)の底部には窒素配管(22)の一端部が接続され、この窒素配管(22)の他端部は同じ液体窒素タンク(Tn)内の上部に開口されていて、窒素配管(22)及び液体窒素タンク(Tn)により閉回路の窒素回路が構成されている。

【0052】そして、上記窒素配管(22)の途中には上記熱シールド板(S)に伝熱可能に接触したシールド板熱交換器(23)が配設されており、液体窒素タンク(Tn)内の液体窒素を窒素配管(22)を介してシールド板熱交換器(23)に供給し、その熱交換器(23)での熱交換により熱シールド板(S)を液体窒素の温度(約80K)に冷却して、熱シールド板(S)内の液体ヘリウムタンク(Th)等を外部から熱シールドするとともに、シールド板熱交換器(23)での熱交換によって蒸発した窒素ガスを窒素タンク(Tn)内に戻すようにしている。尚、(24)は窒素配管(22)に接続された大気放出弁で、液体窒素タンク(Tn)内の余剰の窒素を真空デュワー(D)外部に放出するためのものである。

【0053】上記冷凍機ユニット(21)は、圧縮機ユニット(1)の高段圧縮機(8)に対し互いに並列に閉回路に接続された予冷冷凍機(26)、シールド冷凍機(40)及びJ T冷凍機(51)からなる。上記予冷冷凍機(26)は、J T冷凍機(51)におけるヘリウムガス(冷媒)を予冷するためにヘリウムガスを圧縮及び膨張させるもので、ディスプレイサ(図示せず)に対するヘリウムガス圧により該ディスプレイサを往復動させるガス圧駆動型のG-M(ギフォード・マクマホン)サイクルの膨張機で構成されている。

【0054】この予冷冷凍機(26)は上記真空デュワー(D)の外部に配置される密閉状のモータヘッド(27)と、該モータヘッド(27)に連設された大小2段構造のシリンダ(28)とを有する。上記モータヘッド(27)には高圧ガス入口(29)及び低圧ガス出口(30)が開口され、高圧ガス入口(29)は予冷側分岐高圧配管(31)及び集合高圧配管(33)を介して上記圧縮機ユニット(1)の冷凍機用高圧ガス吐出口(10)に、また低圧ガス出口(30)は予冷側分岐中間圧配管(34)及び集合中間圧配管(36)を介して圧縮機ユニット(1)の中間圧ガス吸入口(6)にそれぞれ接続されている。

【0055】一方、シリンダ(28)の先端部は真空デュワー(D)の側壁を貫通してその内部の熱シールド板(S)内に延びており、その大径部の先端部は所定温度

レベルに冷却保持される第1ヒートステーション(37)に、また小径部の先端部は上記第1ヒートステーション(37)よりも低い温度レベルに冷却保持される第2ヒートステーション(38)にそれぞれ形成されている。

【0056】すなわち、ここでは図示しないが、シリンダ(28)内には、上記各ヒートステーション(37)、(38)に対応する位置にそれぞれ膨張空間を区画形成するフリータイプのディスプレイサ(置換器)が往復動可能に嵌挿されている。一方、モータヘッド(27)内には、回転する毎に開閉するロータリバルブと、該ロータリバルブを駆動するバルブモータとが収容されている。ロータリバルブは、上記高圧ガス入口(29)から流入したヘリウムガスをシリンダ(28)内の各膨張空間に供給し、又は各膨張空間内で膨張したヘリウムガスを低圧ガス出口(30)から排出するように切り換わる。また、モータヘッド(27)には、シリンダ(28)内の膨張空間に対し外部から開度調整可能な可変オリフィスを介して連通する中間圧室が設けられており、ロータリバルブの切換えにより膨張空間と中間圧室との間に圧力差を生じさせ、この圧力差によりディスプレイサを往復駆動するとともに、可変オリフィスの開度を変えることで、ディスプレイサの動きを調整するようにしている(尚、可変オリフィスはヘリウムガスの低圧又は高圧配管の途中に設けられたものであってもよい)。そして、ロータリバルブの開閉により圧縮機ユニット(1)の高段圧縮機(8)からの高圧ヘリウムガスをシリンダ(28)内の各膨張空間でサイモン膨張させて、その膨張に伴う温度降下により極低温レベルの寒冷を発生させ、その寒冷をシリンダ(28)における第1及び第2ヒートステーション(37)、(38)にて保持する。つまり、予冷冷凍機(26)では、高段圧縮機(8)から吐出された高圧のヘリウムガスを断熱膨張させてヒートステーション(37)、(38)の温度を低下させ、J T冷凍機(51)における後述の予冷器(56)、(57)を予冷するとともに、膨張した中間圧のヘリウムガスを圧縮機(8)に戻して再圧縮するようになされている。

【0057】一方、シールド冷凍機(40)は上記予冷冷凍機(26)と同じ構造のガス圧駆動型のもので、真空デュワー(D)の外部に配置されるモータヘッド(41)と、該モータヘッド(41)に連設され、真空デュワー(D)の側壁を貫通してその内部に延びるシリンダ(42)とを有する。上記モータヘッド(41)には高圧ガス入口(44)及び低圧ガス出口(45)が開口され、高圧ガス入口(44)はシールド側分岐高圧配管(32)を介して上記集合高圧配管(33)、つまり圧縮機ユニット(1)の冷凍機用高圧ガス吐出口(10)に、また低圧ガス出口(45)はシールド側分岐中間圧配管(35)を介して上記集合中間圧配管(36)、つ

19

まり圧縮機ユニット(1)の中間圧ガス吸入口(6)にそれぞれ接続されている。一方、シリンダ(42)の先端部は所定温度レベルに冷却保持されるヒートステーション(43)に形成されていて、このヒートステーション(43)は上記液体窒素タンク(Tn)内部に臨んでいる。そして、シールド冷凍機(40)により、高段圧縮機(8)から吐出された高圧のヘリウムガスを断熱膨張させてヒートステーション(43)の温度を低下させ、液体窒素タンク(Tn)内の蒸発窒素ガスを冷却して液化するとともに、膨張した中間圧ヘリウムガスを圧縮機(8)に戻して再圧縮するようになされている。

【0058】上記J T冷凍機(51)は、約4 Kレベルの寒冷を発生させるためにヘリウムガスをジュールトムソン膨張させる冷凍機であって、この冷凍機(51)は上記真空デュワー(D)内で熱シールド板(S)の外側に配置された第1 J T熱交換器(52)と、熱シールド板(S)の内側に配置された第2及び第3 J T熱交換器(53)、(54)とを備えている。この各J T熱交換器(52)～(54)は1次側及び2次側をそれぞれ通過するヘリウムガス間で互いに熱交換させるもので、第1 J T熱交換器(52)の1次側は圧縮機ユニット

(1)のJ T用高圧ガス吐出口(12)にJ T側高圧配管(55)を介して接続されている。また、第1及び第2 J T熱交換器(52)、(53)の各1次側同士は、上記予冷冷凍機(26)におけるシリンダ(28)の第1ヒートステーション(37)外周に配置した第1予冷器(56)を介して接続されている。同様に、第2及び第3 J T熱交換器(53)、(54)の各1次側同士は、第2ヒートステーション(38)外周に配置した第2予冷器(57)を介して接続されている。さらに、上記第3 J T熱交換器(54)の1次側は、高圧のヘリウムガスをジュールトムソン膨張させるJ T弁(58)に吸着器(59)を介して接続されている。上記J T弁

(58)は真空デュワー(D)外側から操作ロッド(58a)によって開度が調整される。このJ T弁(58)は、液体ヘリウム戻し配管(60)を介して上記液体ヘリウムタンク(Th)内に連通されている。また、このヘリウムタンク(Th)内は、ヘリウムガス吸入配管(61)を介して上記第3 J T熱交換器(54)の2次側に接続されている。そして、この第3 J T熱交換器(54)の2次側は第2 J T熱交換器(53)の2次側を経て第1 J T熱交換器(52)の2次側に接続され、この第1 J T熱交換器(52)の2次側は低圧配管(62)を介して圧縮機ユニット(1)の低圧ガス吸入口(2)に接続されている。

【0059】すなわち、J T冷凍機(51)は圧縮機ユニット(1)の両圧縮機(5)、(8)に対し高低圧配管(55)、(62)を介して直列に接続された冷媒回路をなし、その冷媒回路の一部が液体ヘリウム戻し配管(60)及びヘリウムガス吸入配管(61)を介してヘ

20

リウムタンク(Th)内に開放されており、このヘリウムタンク(Th)内で蒸発したヘリウムガスをガス吸入配管(61)から冷媒回路に吸い込んで第3～第1 J T熱交換器(54)～(52)の各2次側を通して圧縮機ユニット(1)の低段及び高段圧縮機(5)、(8)に吸入圧縮する。また、この高段圧縮機(8)により圧縮された高圧ヘリウムガスを第1～第3 J T熱交換器(52)～(54)において、圧縮機ユニット(1)側に向かう低温低圧のヘリウムガスと熱交換させるとともに、第1及び第2予冷器(56)、(57)でそれぞれ予冷冷凍機(26)の第1及び第2ヒートステーション(37)、(38)で冷却(予冷)した後、J T弁(58)でジュールトムソン膨張させて約4 Kの液状態のヘリウムとなし、この液体ヘリウムを液体ヘリウム戻し配管(60)を経由してタンク(Th)内に戻すようになされている。

【0060】上記低段及び高段圧縮機(5)、(8)と、予冷冷凍機(26)及びシールド冷凍機(40)の各バルブモータと、J T高圧調整機構(13)の第1及び第2開閉弁(AV1)、(AV2)とは制御装置(71)に接続されていて、該制御装置(71)からの制御信号によって作動制御されるようになっている。上記制御装置(71)には、ヘリウムガス給排配管(15)内の圧力(バッファタンク(Tb)の内圧)を検出するバッファタンク圧センサ(74)の検出信号が少なくとも入力されている。上記バッファタンク(Tb)の内圧はJ T冷凍機(51)の冷凍負荷に応じて変化するもので、タンク圧力が下がったときに冷凍負荷が低下し、一方、タンク圧力が上がると冷凍負荷が増大する。従って、このバッファタンク(Tb)の内圧を検出するバッファタンク圧センサ(74)は、J T冷凍機(51)の冷凍負荷を検出するJ T冷凍機負荷検出手段を構成している。

【0061】この発明の特徴の1つとして、予冷冷凍機(26)及びシールド冷凍機(40)のロータリバルブ駆動用バルブモータの回転数を制御するディスプレイサ駆動周波数可変手段としてのバルブモータ周波数制御器(72)が設けられ、このバルブモータ周波数制御器(72)は上記制御装置(71)により作動制御されるようになっており、バルブモータ周波数制御器(72)により予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)の各ディスプレイサの往復動の駆動周波数が可変とされている。

【0062】そして、制御装置(71)では、上記バッファタンク(Tb)の内圧に応じて、各冷凍機(26)、(40)におけるディスプレイサ駆動周波数、高段圧縮機(8)の運転周波数、並びにJ T高圧調整機構(13)によるJ T高圧を変え、バッファタンク(Tb)の内圧が設定値よりも下がったとき(J T冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも下がったとき)に、

21

予冷冷凍機(26)のディスプレイサ駆動周波数を低下させかつシールド冷凍機(40)のディスプレイサ駆動周波数を上昇させ、予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に高圧ヘリウムガスを供給する高段圧縮機(8)の運転周波数を下げ、さらに、J T 高圧調整機構(13)の第1開閉弁(A V 1)を開きかつ第2開閉弁(A V 2)を閉じてJ T 弁(58)へのJ T 高圧を低くする一方、バッファタンク(T b)の内圧が設定値よりも上がったとき(J T 負荷が設定値よりも上がったとき)には、逆に、予冷冷凍機(26)のディスプレイサ駆動周波数を上昇させかつシールド冷凍機(40)のディスプレイサ駆動周波数を低下させ、高段圧縮機(8)の運転周波数を上げ、さらに、J T 高圧調整機構(13)の第1開閉弁(A V 1)を閉じかつ第2開閉弁(A V 2)を開いてJ T 弁(58)へのJ T 高圧を高くするようになされている。

【0063】次に、上記実施形態の作用について説明する。超電導磁石(M)が作動する定常状態では、その超電導コイルがヘリウムタンク(T h)内の液体ヘリウムにより臨界温度以下に冷却保持される。また、上記ヘリウムタンク(T h)内で蒸発したヘリウムガスは、タンク(T h)内に開口するヘリウムガス吸入配管(61)から吸い込まれて極低温冷凍装置(R)の冷媒回路に供給され、そこで圧縮及び膨張により冷却されて液化する。この液体ヘリウムは液体ヘリウム戻し配管(60)を経てタンク(T h)内に戻される。このことにより、タンク(T h)内に液体ヘリウムが所定量以上貯留されて、超電導コイルが臨界温度以下に安定して冷却される。

【0064】一方、液体窒素タンク(T n)内の液体窒素が窒素配管(22)を介してシールド板熱交換器(23)に供給されて、該シールド板熱交換器(23)により熱シールド板(S)が約80 Kに冷却保持され、この冷却によって熱シールド板(S)内の液体ヘリウムタンク(T h)やその内部の超電導磁石(M)、予冷冷凍機(26)の各ヒートステーション(37)、(38)等が外部から熱シールドされる。また、上記シールド板熱交換器(23)で熱シールド板(S)との熱交換により液体窒素が蒸発して窒素ガスとなり、この窒素ガスは窒素配管(22)を経て液体窒素タンク(T n)内の上部

【0065】上記冷凍装置(R)の運転についてさらに詳しく説明すると、圧縮機ユニット(1)の高段圧縮機(8)から供給された高圧のヘリウムガスの一部が予冷冷凍機(26)におけるシリンダ(28)内の各膨張空間で膨張し、このガスの膨張に伴う温度降下により第1ヒートステーション(37)が所定温度レベルに、また第2ヒートステーション(38)が第1ヒートステーション(37)よりも低い温度レベルにそれぞれ冷却される。膨張空間で膨張したヘリウムガスは圧縮機ユニット

22

(1)に戻り、その中間圧配管(7)を経由して上記高段圧縮機(8)に吸い込まれて圧縮される。

【0066】また、上記圧縮機ユニット(1)の高段圧縮機(8)から供給された高圧のヘリウムガスの残りの一部がシールド冷凍機(40)におけるシリンダ(42)内の膨張空間で膨張し、このガスの膨張に伴う温度降下により上記液体窒素タンク(T n)内のヒートステーション(43)が所定温度レベルに冷却される。このことで、液体窒素タンク(T n)内上部の窒素ガスが冷却されて液化し、液体窒素に戻る。尚、このシールド冷凍機(40)のシリンダ(42)内の膨張空間で膨張したヘリウムガスも、上記予冷冷凍機(26)のガスと同様に圧縮機ユニット(1)に戻り、その中間圧配管(7)を経由して高段圧縮機(8)に吸い込まれて圧縮される。

【0067】一方、圧縮機ユニット(1)におけるJ T 用高圧配管(11)の両分岐配管(11 a)、(11 b)における第1及び第2開閉弁(A V 1)、(A V 2)のいずれかが開弁しており、高段圧縮機(8)から吐出された高圧のヘリウムガスの残部はJ T 用高圧配管(11)を経由してJ T 冷凍機(51)の第1 J T 熱交換器(52)の1次側に入り、そこで圧縮機ユニット(1)側へ向かう2次側の低圧ヘリウムガスと熱交換されて常温300 Kから例えば約50 Kまで冷却され、その後、上記予冷冷凍機(26)の第1ヒートステーション(37)外周の第1予冷器(56)に入ってさらに冷却される。この冷却されたガスは第2 J T 熱交換器(53)の1次側に入って、同様に2次側の低圧ヘリウムガスとの熱交換により例えば約15 Kまで冷却された後、予冷冷凍機(26)の第2ヒートステーション(38)外周の第2予冷器(57)に入ってさらに冷却される。この後、ガスは第3 J T 熱交換器(54)の1次側に入って2次側の低圧ヘリウムガスとの熱交換によりさらに冷却され、しかる後にJ T 弁(58)に至る。このJ T 弁(58)では高圧ヘリウムガスは絞られてジュールトムソン膨張し、約4 Kの液状態のヘリウムとなり、この液体ヘリウムは液体ヘリウム戻し配管(60)を経由して液体ヘリウムタンク(T h)へ供給される。また、この液体ヘリウムタンク(T h)内で蒸発したヘリウムガスは、ヘリウムガス吸入配管(61)を介して第3 J T 熱交換器(54)の2次側に吸入され、第2及び第1 J T 熱交換器(53)、(52)の各2次側を経由して低段圧縮機(5)に吸い込まれて圧縮される。

【0068】そして、このような極低温冷凍装置(R)の運転中、J T 冷凍機(51)の冷凍負荷としてバッファタンク(T b)内部の圧力がバッファタンク圧センサ(74)により検出され、このバッファタンク圧センサ(74)からの信号を受けた制御装置(71)により、上記各冷凍機(26)、(40)のディスプレイサ駆動周波数、高段圧縮機(8)の運転周波数、並びにJ T 高

23

圧調整機構(13)の開閉弁(AV1)、(AV2)によるJT高圧がバッファタンク(Tb)の内圧に応じて制御される。すなわち、バッファタンク(Tb)の内圧が設定値よりも下がってJT負荷が下がったときには、予冷冷凍機(26)のディスプレイサ駆動周波数が低下しかつシールド冷凍機(40)のディスプレイサ駆動周波数が上昇し、高段圧縮機(8)の運転周波数が下げられ、さらに、JT高圧調整機構(13)の第1開閉弁(AV1)が開かれかつ第2開閉弁(AV2)が閉じられてJT弁(58)へのJT高圧が低くなる。このこと

【0069】一方、バッファタンク(Tb)の内圧が設定値よりも上がったとき(JT冷凍機(51)の冷凍負荷が上がったとき)には、予冷冷凍機(26)のディスプレイサ駆動周波数が上昇しかつシールド冷凍機(40)のディスプレイサ駆動周波数が低下し、高段圧縮機(8)の運転周波数が上げられ、さらに、JT高圧調整機構(13)の第1開閉弁(AV1)が閉じかつ第2開閉弁(AV2)が開かれてJT弁(58)へのJT高圧が高くなり、以上によりJT冷凍機(51)の冷凍能力

【0070】したがって、この実施形態では、極低温冷凍装置(R)におけるJT冷凍機(51)の予冷冷凍機(26)及びシールド冷凍機(40)のディスプレイサ駆動周波数が可変であるので、その両冷凍機(26)、(40)の冷凍能力を独立して変えることができ、予冷冷凍機(26)及びシールド冷凍機(40)をマルチ運転する場合でも、予冷冷凍機(26)つまりJT冷凍機(51)の冷凍能力とシールド冷凍機(40)の冷凍能力との能力配分を同じ仕様の冷凍機を用いて調整することができ、冷凍機(26)、(40)の仕様変更を要することなく、種々の冷凍能力の要求に対応させることができる。因みに、図2は予冷冷凍機(26)のディスプレイサ駆動周波数を変えたときの予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)の冷凍能力の変化を例示したものであり、予冷冷凍機(26)のディスプレイサ駆動周波数の上昇に応じて予冷冷凍機(26)の冷凍能力が増大しかつシールド冷凍機(40)の冷凍能力が低下する。

【0071】また、バッファタンク(Tb)の内圧(JT冷凍機(51)の冷凍負荷)に応じて各冷凍機(26)、(40)のディスプレイサ駆動周波数を変えるので、極低温冷凍装置(R)のマルチ運転中にバッファタンク(Tb)の内圧が変化してJT冷凍機(51)の負荷が変わっても、2台の冷凍機(26)、(40)の冷凍能力が一律に同じようにならず、その負荷に応じて冷凍能力を変更させることができ、例えばシールド冷凍機(40)の冷凍能力を略一定に保ちながら、JT冷凍機(51)の冷凍能力を変化させることもでき、よってJT冷凍機(51)の幅広い能力制御を行うことができる。

24

【0072】また、圧縮機ユニット(1)の高段圧縮機(8)の運転周波数が低段圧縮機(5)と独立して可変であり、この高段圧縮機(8)の運転周波数がバッファタンク(Tb)の内圧(JT冷凍機(51)の冷凍負荷)に応じて変えられるので、冷凍機(26)、(40)のディスプレイサ駆動周波数のみならず高段圧縮機(8)の運転周波数をもJT冷凍機(51)の負荷に応じて変えることができ、冷凍装置(R)のマルチ運転中のJT冷凍機(51)の負荷の変化に応じて冷凍能力を大きく変更させることができ、JT冷凍機(51)のより一層幅広い能力制御を行うことができる。図3は、図2に示す予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)の能力特性において、高段圧縮機(8)の運転周波数を上昇させたものを示し、その運転周波数の上昇分だけ予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)の双方の冷凍能力が増大している。

【0073】さらに、上記バッファタンク(Tb)の内圧(JT冷凍機(51)の冷凍負荷)に応じてJT高圧調整機構(13)が制御されてJT弁(58)に対するヘリウムガスの圧力が調整されるので、JT冷凍機(51)の負荷の変化に応じて冷凍能力を大きく変更させることができ、JT冷凍機(51)のさらに幅広い能力制御を行うことができる。

【0074】尚、上記実施形態では、バッファタンク(Tb)の内圧が設定値よりも下がったときに、予冷冷凍機(26)のディスプレイサ駆動周波数を低下させかつシールド冷凍機(40)のディスプレイサ駆動周波数を上昇させる一方、バッファタンク(Tb)の内圧が設定値よりも上がったとき、予冷冷凍機(26)のディスプレイサ駆動周波数を上昇させかつシールド冷凍機(40)のディスプレイサ駆動周波数を低下させるようにしているが、バッファタンク(Tb)の内圧の低下時に、予冷冷凍機(26)のディスプレイサ駆動周波数の低下又はシールド冷凍機(40)のディスプレイサ駆動周波数の上昇の少なくとも一方を行い、バッファタンク(Tb)の内圧の上昇時に、予冷冷凍機(26)のディスプレイサ駆動周波数の上昇又はシールド冷凍機(40)のディスプレイサ駆動周波数の低下の少なくとも一方を行うようにしてもよい。

【0075】また、上記実施形態では、バッファタンク(Tb)の内圧に応じて、各冷凍機(26)、(40)のディスプレイサ駆動周波数、高段圧縮機(8)の運転周波数、並びにJT高圧調整機構(13)の開閉弁(AV1)、(AV2)によるJT高圧を制御するようにしているが、冷凍機(26)、(40)のディスプレイサ駆動周波数の可変制御のみを行うようにしてもよい。しかし、JT冷凍機(51)の冷凍能力を広くすることができる点で、上記実施形態のように、冷凍機(26)、(40)のディスプレイサ駆動周波数の制御に加え、高



25

(13) によるJT高圧を可変制御するのが好ましい。  
【0076】さらに、上記予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)の各々に内蔵されている可変オリフィスの開度調整を行って、各冷凍機(26)、(40)のディスプレイサに対するヘリウムガス圧を変えようにしてもよい。すなわち、制御装置(71)において、上記可変オリフィスの開度をディスプレイサ駆動周波数の変化に応じて制御し、図4に示す如く、該駆動周波数が高くなるほどオリフィス開度が大きくなるように制御する。こうすれば、予冷及びシールド冷凍機(26)、

(40)のディスプレイサ駆動周波数のみならず、この各冷凍機(26)、(40)のディスプレイサ駆動周波数の変化に応じて可変オリフィスの開度が最適開度に制御されてディスプレイサに対するヘリウムガス圧も変わる。予冷冷凍機(26)の冷凍能力とシールド冷凍機(40)の冷凍能力との能力配分をさらに広い範囲に亘り調整して、大幅な冷凍能力の要求に対応させることができる。

【0077】また、上記実施形態では、バッファタンク(Tb)の内圧に応じて、各冷凍機(26)、(40)のディスプレイサ駆動周波数、高段圧縮機(8)の運転周波数、並びにJT高圧調整機構(13)の開閉弁(AV1)、(AV2)によるJT高圧を制御するようにしているが、低段圧縮機(5)の運転周波数を可変として、この圧縮機(5)の運転周波数をJT高圧と共にバッファタンク(Tb)の内圧に応じて制御装置(71)により制御し、圧縮機(5)の運転周波数を、バッファタンク(Tb)の内圧(JT冷凍機(51)の冷凍負荷)が設定値よりも低下したときに下げる一方、バッファタンク(Tb)の内圧が設定値よりも増大したときに上げるようにすることもできる。こうすれば、バッファタンク(Tb)の内圧が下がってJT冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも低下したとき、低段圧縮機

(5)の運転周波数が下がってJT冷凍機(51)の冷凍能力が低下する一方、バッファタンク(Tb)の内圧が上がってJT冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも増大したとき、圧縮機(5)の運転周波数が上がり、JT冷凍機(51)の冷凍能力が増大することとなり、JT冷凍機(51)の負荷の変化に応じて冷凍能力を大きく変更して、JT冷凍機(51)のより一層幅広い能力制御が行える。

【0078】(実施形態2) 図5は本発明の実施形態2を示し(尚、以下の各実施形態において図1と同じ部分については同じ符号を付してその詳細な説明は省略する)、上記実施形態では、バッファタンク(Tb)の内圧に応じて予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)のディスプレイサ駆動周波数を可変制御するようにしているのに対し、各冷凍機(26)、(40)に対するヘリウムガス流量を可変制御するようにしたものである。

【0079】すなわち、この実施形態では、圧縮機ユニ

26

ット(1)の高圧ヘリウムガスを予冷冷凍機(26)に供給する予冷側分岐高圧配管(31)の途中に開度調整可能な電磁弁からなる予冷側流量調整弁(AV3)が、また高圧ヘリウムガスをシールド冷凍機(40)に供給するシールド側分岐高圧配管(32)の途中に同様のシールド側流量調整弁(AV4)がそれぞれ配設されており、これらの流量調整弁(AV3)、(AV4)により、2台の冷凍機(26)、(40)に対するヘリウムガスの流量を調整するヘリウム流量調整機構(46)が構成されている。

【0080】そして、上記両流量調整弁(AV3)、(AV4)は制御装置(71)により作動制御するようになされており、制御装置(71)は、バッファタンク(Tb)の内圧(JT冷凍機(51)の冷凍負荷)に応じて、高段圧縮機(8)及びJT高圧調整機構(13)を上記実施形態1と同様に作動制御するのに加え、予冷側及びシールド側流量調整弁(AV3)、(AV4)の開度を制御して各冷凍機(26)、(40)に対するヘリウムガス流量を変化させ、バッファタンク(Tb)の内圧が設定値よりも下がってJT冷凍機(51)の冷凍負荷が低下したときに、予冷冷凍機(26)に対するヘリウムガス流量を低下させる一方、バッファタンク(Tb)の内圧が設定値よりも上昇してJT冷凍機(51)の冷凍負荷が増大したときには、シールド冷凍機(40)に対するヘリウムガス流量を低下させるようにしている。その他の構成は実施形態1と同様である。

【0081】したがって、この実施形態では、バッファタンク(Tb)の内圧(JT冷凍機(51)の冷凍負荷)に応じて、予冷側及びシールド側流量調整弁(AV3)、(AV4)の開度が制御されて予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に対するヘリウムガス流量が調整されるとともに、高段圧縮機(8)の運転周波数及びJT高圧調整機構(13)が制御され、バッファタンク(Tb)の内圧が設定値よりも下がってJT冷凍機(51)の冷凍負荷が低下したときに、予冷冷凍機(26)に対するヘリウムガス流量が低下するように両流量調整弁(AV3)、(AV4)の開度が制御される。また、高段圧縮機(8)の運転周波数が下げられ、さらにJT弁(58)へのヘリウムガス圧が下がるようにJT高圧調整機構(13)が調整される。このことでJT冷凍機(51)の冷凍能力が下げられる。

【0082】一方、バッファタンク(Tb)の内圧が設定値よりも上昇してJT冷凍機(51)の冷凍負荷が増大したときには、シールド冷凍機(40)に対するヘリウムガス流量が低下するように両流量調整弁(AV3)、(AV4)の開度が制御され、同時に、高段圧縮機(8)の運転周波数が上昇し、JT弁(58)へのヘリウムガス圧が上がるようにJT高圧調整機構(13)が調整され、このことでシールド冷凍機(40)の冷凍能力が増大する。よって、この実施形態でも、上記実施



形態1と同様の作用効果を奏することができる。

【0083】尚、図6は予冷冷凍機(26)に対応する予冷側流量調整弁(AV3)の開度を変えたときの予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)の冷凍能力の変化を例示したものであり、予冷側流量調整弁(AV3)の開度を大きくして予冷冷凍機(26)へのヘリウムガス流量が増加するのに応じ、予冷冷凍機(26)の冷凍能力が増大しかつシールド冷凍機(40)の冷凍能力が低下している。そして、図7に示すように、図6に示す予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)の能力特性

において、高段圧縮機(8)の運転周波数を上昇させたときには、その運転周波数の上昇分だけ予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)の双方の冷凍能力が増大する。

【0084】また、この実施形態2では、予冷側及びシールド側分岐高圧配管(31)、(32)の途中にそれぞれ予冷側及びシールド側流量調整弁(AV3)、(AV4)を配設して、2台の冷凍機(26)、(40)に対するヘリウムガスの流量を調整するようにしているが、予冷側分岐中間圧配管(34)及びシールド側分岐中間圧配管(35)の途中にそれぞれ同様の流量調整弁を配設してもよい。また、上記実施形態のように、開度調整可能な電磁弁からなる流量調整弁(AV3)、(AV4)を設けるのに代え、一定の絞り開度を持つ絞り弁と全閉及び全開状態を採る電磁弁からなる開閉弁との組み合わせを各配管(31)、(32)(又は(34)、(35))に並列に接続し、この各開閉弁の開閉制御によってガス流量を調整することもできる。要は両冷凍機(26)、(40)に対するヘリウムガスの流量を調整できるようにすればよい。

【0085】また、この実施形態2においても、低段圧縮機(5)の運転周波数をバッファタンク(Tb)の内圧(JT冷凍機(51)の冷凍負荷)に応じて可変制御し、この圧縮機(5)の運転周波数を、バッファタンク(Tb)の内圧が低下したときに下げる一方、バッファタンク(Tb)の内圧が増大したときに上げるようにしてもよく、JT冷凍機(51)の冷凍能力を負荷の変化に応じて大きく変更して、JT冷凍機(51)のより一層幅広い能力制御を行うことができる。

【0086】(実施形態3)図8は実施形態3を示し、上記実施形態1では低段及び高段圧縮機(5)、(8)を直列に接続し、高段圧縮機(8)から吐出された高圧ヘリウムガスを予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)並びにJT弁(58)に供給するようにしているのに対し、この実施形態1における圧縮機ユニット(1)の構造を変え、予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)とJT冷凍機(51)とでそれぞれ圧縮機を独立させたものである。

【0087】この実施形態では、圧縮機ユニット(1)に、各々制御装置(71)により作動制御される冷凍機

用及びJT用圧縮機(18)、(19)が独立して設けられ、冷凍機用圧縮機(18)の吐出側は高圧配管(33)、(31)、(32)を介して予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)の各高圧ガス入口(29)、(44)に、また吸込側は低圧配管(36')、(34')、(35')を介して両冷凍機(26)、(40)の低圧ガス出口(30)、(45)にそれぞれ接続されており、1台の冷凍機用圧縮機(18)により2台の予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に高圧ヘリウムガスを供給するようにしている。

【0088】一方、JT用圧縮機(19)の吐出側は高圧配管(55)を介して第1JT熱交換器(52)の1次側に、また吸込側は低圧配管(62)を介して第1JT熱交換器(52)の2次側にそれぞれ接続されており、JT用圧縮機(19)によりJT冷凍機(51)のJT弁(58)に高圧ヘリウムガスを供給するようにしている。

【0089】そして、上記予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に高圧ヘリウムガスを供給する冷凍機用圧縮機(18)の運転周波数がJT用圧縮機(19)に対し独立して可変とされており、制御装置(71)において、バッファタンク(Tb)の内圧(JT冷凍機(51)の冷凍負荷)が設定値よりも低下したときに、予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に高圧ヘリウムガスを供給する冷凍機用圧縮機(18)の運転周波数を下げる一方、バッファタンク(Tb)の内圧が大きくなってJT冷凍機(51)の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、上記冷凍機用圧縮機(18)の運転周波数を上げるように構成とされている。その他は上記実施形態1と同様の構成である。したがって、この実施形態では、実施形態1と同様の作用効果を得ることができる。

【0090】尚、この実施形態3においても、JT用圧縮機(19)の運転周波数をバッファタンク(Tb)の内圧(JT冷凍機(51)の冷凍負荷)に応じて可変制御し、この圧縮機(19)の運転周波数を、バッファタンク(Tb)の内圧が低下したときに下げる一方、バッファタンク(Tb)の内圧が増大したときに上げるようにすれば、JT冷凍機(51)の冷凍能力を負荷の変化に応じて大きく変更して、JT冷凍機(51)のより一層幅広い能力制御を行うことができる。

【0091】(実施形態4)図9は実施形態4を示し、上記実施形態2のように、予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に対するヘリウムガス流量をバッファタンク(Tb)の内圧(JT冷凍機(51)の冷凍負荷)に応じて可変制御するようにした構成において、実施形態3と同様に、予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)にヘリウムガスを供給する冷凍機用圧縮機(18)と、JT冷凍機(51)のJT弁(58)にヘリウムガスを供給するJT用圧縮機(19)とを設けたものである。この実施形態でも、実施形態2と同様の作用効果を

奏することができる。

【0092】(実施形態5) 図10は実施形態5を示し、上記実施形態1では、予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)の各ディスプレイサ駆動周波数をバッファタンク(Tb)の内圧つまりJT冷凍機(51)の冷凍負荷に応じて制御するようにしているのに対し、シールド冷凍機(40)の冷凍負荷に応じて可変制御するようにしたものである。

【0093】すなわち、この実施形態では、大気放出弁側の窒素配管(22)に、液体窒素タンク(Tn)内の圧力を検出するシールド冷凍機負荷検出手段としての窒素タンク圧センサ(76)が配置されており、このセンサ(76)により検出された窒素タンク(Tn)の内圧により、シールド冷凍機(40)の冷凍負荷を検出するようにしている(尚、この他、シールド冷凍機(40)のヒートステーション(43)の冷却温度を上記冷凍負荷として直接検出するようにしてもよい)。

【0094】そして、上記窒素タンク圧センサ(76)は制御装置(71)に接続されており、この制御装置(71)の制御部(73)においてバルブモータ周波数制御器(72)を制御し、上記検出される窒素タンク(Tn)の内圧が設定値よりも低下してシールド冷凍機(40)の冷凍負荷が下がったときに、予冷冷凍機(26)のディスプレイサ駆動周波数の上昇又はシールド冷凍機(40)のディスプレイサ駆動周波数の上昇の両方(又は一方)を行う一方、窒素タンク(Tn)の内圧が設定値よりも上昇してシールド冷凍機(40)の冷凍負荷が上がったときに、予冷冷凍機(26)のディスプレイサ駆動周波数の低下又はシールド冷凍機(40)のディスプレイサ駆動周波数の上昇の両方(又は一方)を行うようにしている。

【0095】また、制御装置(71)は上記実施形態1と同様に、高段圧縮機(8)の運転周波数も制御し、窒素タンク(Tn)の内圧(シールド冷凍機(40)の冷凍負荷)が設定値よりも低下したときに、予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)に高圧ヘリウムガスを供給する高段圧縮機(8)の運転周波数を下げる一方、上記窒素タンク(Tn)の内圧が設定値よりも上昇したときに、高段圧縮機(8)の運転周波数を上げるようにしている。

【0096】この実施形態の場合、窒素タンク(Tn)の内圧(シールド冷凍機(40)の冷凍負荷)が窒素タンク圧センサ(76)により検出され、この窒素タンク(Tn)の内圧に応じて予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)のディスプレイサ駆動周波数が変わられ、窒素タンク(Tn)の内圧が下がってシールド冷凍機(40)の冷凍負荷が設定値よりも低下したときには、予冷冷凍機(26)のディスプレイサ駆動周波数が上昇しかつシールド冷凍機(40)のディスプレイサ駆動周波数が低下し、このことでシールド冷凍機(40)

の冷凍能力が下げられる。

【0097】一方、窒素タンク(Tn)の内圧が上がってシールド冷凍機(40)の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、予冷冷凍機(26)のディスプレイサ駆動周波数が低下しかつシールド冷凍機(40)のディスプレイサ駆動周波数が上昇し、シールド冷凍機(40)の冷凍能力が上げられる。従って、極低温冷凍装置

(R)のマルチ運転中にシールド冷凍機(40)の冷凍負荷が変わっても、その負荷に応じてシールド冷凍機(40)の冷凍能力を変更することができ、JT冷凍機(51)の冷凍能力を略一定に保ちながら、シールド冷凍機(40)の冷凍能力を変化させることもでき、シールド冷凍機(40)の幅広い能力制御を行うことができる。

【0098】また、窒素タンク(Tn)の内圧(シールド冷凍機(40)の冷凍負荷)に応じて高段圧縮機(8)の運転周波数が変わられ、シールド冷凍機(40)の冷凍負荷の設定値よりも低下したときに高段圧縮機(8)の運転周波数が下がり、冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、高段圧縮機(8)の運転周波数が上がるので、極低温冷凍装置(R)のマルチ運転中のシールド冷凍機(40)の負荷の変化に応じて冷凍能力を大きく変更させることができ、シールド冷凍機(40)のより一層幅広い能力制御を行うことができる。

【0099】(実施形態6) 図11は実施形態6を示し、上記実施形態2のように予冷及びシールド冷凍機(26)、(40)へのヘリウムガスの流量を可変制御するに当たり、両冷凍機(26)、(40)のディスプレイサ駆動周波数を、シールド冷凍機(40)の冷凍負荷に応じて可変制御するようにしたものである。

【0100】この実施形態では、実施形態2の構成において、制御装置(71)に上記実施形態5と同様の窒素タンク圧センサ(76)の出力信号が入力されており、この窒素タンク圧センサ(76)により検出された窒素タンク(Tn)の内圧(シールド冷凍機(40)の冷凍負荷)に応じて各冷凍機(26)、(40)へのヘリウムガスの流量を可変制御し、窒素タンク(Tn)の内圧が低下してシールド冷凍機(40)の冷凍負荷が設定値よりも下がったときに、シールド冷凍機(40)に対するヘリウムガス流量が低下する一方、窒素タンク(Tn)の内圧が上昇してシールド冷凍機(40)の冷凍負荷が設定値よりも上がったときに、予冷冷凍機(26)に対するヘリウムガス流量が低下するようにヘリウム流量調整機構(46)を制御する。その他は実施形態6と同様の構成である。したがって、この実施形態でも、上記実施形態6と同様の作用効果が得られる。

【0101】

【発明の効果】以上説明したように、請求項1の発明では、少なくとも1台の圧縮機と、該圧縮機に並列に接続された複数台の冷凍機とを備えた極低温冷凍装置におい

31

て、少なくとも 1 台の冷凍機のディスプレイサの往復動の駆動周波数を可変とするようにした。また、請求項 7 の発明では、上記と同様の前提の極低温冷凍装置において、少なくとも 1 台の冷凍機に対する冷媒ガスの流量を調整するようにした。従って、これらの発明によると、複数台のうちの少なくとも 1 台のディスプレイサ駆動周波数又は冷媒ガス流量を変えて、その冷凍能力を変えることができ、冷凍機間の能力配分を変更して、個々の冷凍機の容量変更を要することなく、その冷凍能力に応じた幅広い調整を行うことができる。

【0102】請求項 2 又は 8 の発明によると、複数台の冷凍機は、J T 冷凍機における予冷冷凍機と、この J T 冷凍機による極低温冷却部分を熱シールドするシールド冷凍機とからなるものとしたことにより、J T 冷凍機の予冷冷凍機及びシールド冷凍機をマルチ運転する場合に、J T 冷凍機及びシールド冷凍機の各冷凍能力の能力配分を各冷凍機の仕様変更を要することなく調整して、種々の冷凍能力の要求に対応させることができる。

【0103】請求項 3 又は 9 の発明では、圧縮機を直列に接続された低段及び高段圧縮機とし、予冷及びシールド冷凍機は、高段圧縮機から吐出された冷媒ガスを膨張させるように構成されているものとした。また、請求項 4 又は 10 の発明では、圧縮機は、予冷及びシールド冷凍機に冷媒ガスを供給する冷凍機用圧縮機と、J T 弁に冷媒ガスを供給する J T 用圧縮機とで構成した。これらの発明によると、予冷及びシールド冷凍機に対する圧縮機の接続構造の具体化を図ることができる。

【0104】請求項 5 又は 11 の発明では、上記低段及び高段圧縮機の運転周波数を独立して可変とした。また、請求項 6 又は 12 の発明では、冷凍機用及び J T 用圧縮機の運転周波数を独立して可変とした。これら発明によると、冷凍機のディスプレイサ駆動周波数に加えて、圧縮機の運転周波数についても変更することで、予冷冷凍機の冷凍能力とシールド冷凍機の冷凍能力との能力配分をさらに広い範囲に亘り調整して、大幅な冷凍能力の要求に対応させることができる。

【0105】請求項 13 の発明によると、請求項 1 の発明において、各冷凍機は、ディスプレイサに対する冷媒ガス圧を変えてその駆動周波数を調整する可変オリフィスを備えたガス圧駆動型の冷凍機とし、可変オリフィスの開度をディスプレイサ駆動周波数の変化に応じて可変制御するようにしたことにより、冷凍機のディスプレイサ駆動周波数及びそのディスプレイサに対する冷媒ガス圧も変えて、予冷冷凍機の冷凍能力とシールド冷凍機の冷凍能力との能力配分をさらに広い範囲に亘り調整して、大幅な冷凍能力の要求に対応させることができる。

【0106】請求項 14 の発明では、上記 J T 冷凍機の冷凍負荷を検出し、この J T 冷凍機の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに、予冷冷凍機のディスプレイサ駆動周波数の低下又はシールド冷凍機のディスプレイサ駆

32

動周波数の上昇の少なくとも一方を行う一方、J T 冷凍機の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、予冷冷凍機のディスプレイサ駆動周波数の上昇又はシールド冷凍機のディスプレイサ駆動周波数の低下の少なくとも一方を行うようにした。また、請求項 18 の発明では、J T 冷凍機の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに、上記予冷冷凍機に対する冷媒ガス流量を低下させる一方、J T 冷凍機の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、シールド冷凍機に対する冷媒ガス流量を低下させるようにした。従って、これらの発明によると、極低温冷凍装置のマルチ運転中に J T 冷凍機の負荷が変わっても、その負荷に応じて冷凍能力を変更させることができ、シールド冷凍機の冷凍能力を略一定に保ちながら、J T 冷凍機の冷凍能力を変化させることができ、J T 冷凍機の幅広い能力制御を行うことができる。

【0107】請求項 15 又は 19 の発明によると、請求項 14 又は 18 の発明において、予冷及びシールド冷凍機に対応する圧縮機の運転周波数を可変とし、J T 冷凍機の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに、予冷及びシールド冷凍機に高圧冷媒ガスを供給する圧縮機の運転周波数を下げる一方、J T 冷凍機の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、上記圧縮機の運転周波数を上げるようにしたことにより、J T 冷凍機の冷凍負荷に応じて冷凍機のディスプレイサ駆動周波数のみならず圧縮機の運転周波数も変えることができ、冷凍装置のマルチ運転中の J T 冷凍機の負荷の変化に応じて冷凍能力を大きく変更させて、J T 冷凍機のより一層幅広い能力制御を行うことができる。

【0108】請求項 16 又は 20 の発明によると、請求項 14 (もしくは 15) 又は 19 の発明において、J T 冷凍機の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに、J T 弁への冷媒ガス圧を下げる一方、J T 冷凍機の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、J T 弁への冷媒ガス圧を上げるようにしたことにより、J T 冷凍機の負荷の変化に応じて冷凍能力を大きく変更させて、J T 冷凍機のより一層幅広い能力制御を行うことができる。

【0109】請求項 17 又は 21 の発明では、請求項 16 又は 20 の発明において、低段圧縮機又は J T 用圧縮機の運転周波数を可変とし、この圧縮機の運転周波数を、J T 冷凍機の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに下げる一方、J T 冷凍機の冷凍負荷が設定値よりも増大したときに上げるようにしたことにより、低段又は J T 用圧縮機の運転周波数の変更により J T 冷凍機の負荷の変化に応じて冷凍能力を大きく変更して J T 冷凍機の幅広い能力制御を行うことができる。

【0110】請求項 22 の発明では、請求項 3 又は 4 の発明の極低温冷凍装置において、シールド冷凍機の冷凍負荷を検出し、この検出されるシールド冷凍機の冷凍負荷が設定値よりも下がったときに、予冷冷凍機のディスプレイサ駆動周波数の上昇又はシールド冷凍機のディス

ブレーサ駆動周波数の低下の少なくとも一方を行う一方、冷凍負荷が設定値よりも上がったときに、予冷冷凍機のディスプレイサ駆動周波数の低下又はシールド冷凍機のディスプレイサ駆動周波数の上昇の少なくとも一方を行うようにした。また、請求項24の発明では、請求項9又は10の発明において、同様に、シールド冷凍機の冷凍負荷を検出し、この冷凍負荷が設定値よりも下がったときに、シールド冷凍機に対する冷媒ガス流量を、また冷凍負荷が設定値よりも上がったときに、予冷冷凍機に対する冷媒ガス流量をそれぞれ低下させるようにした。従って、これらの発明によると、極低温冷凍装置のマルチ運転中にシールド冷凍機の負荷が変わっても、そのシールド冷凍機の負荷に応じて冷凍能力を変更させ、J T冷凍機の冷凍能力を略一定に保ちながら、シールド冷凍機の冷凍能力を変化させることができ、シールド冷凍機の幅広い能力制御を行うことができる。

【0111】請求項23又は25の発明によると、請求項22又は24の発明において、シールド冷凍機の冷凍負荷が設定値よりも低下したときに、予冷及びシールド冷凍機に高圧冷媒ガスを供給する運転周波数可変の圧縮機の運転周波数を下げる一方、上記冷凍負荷が設定値よりも増大したときに、上記圧縮機の運転周波数を上げるようにしたことにより、冷凍機のディスプレイサ駆動周波数のみならず圧縮機の運転周波数も変えて、冷凍装置のマルチ運転中のシールド冷凍機の負荷の変化に応じて冷凍能力を大きく変更させることができ、シールド冷凍機のより一層幅広い能力制御を行うことができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態1に係る極低温冷凍装置の全体構成を示す図である。

【図2】予冷冷凍機のディスプレイサ駆動周波数に応じた予冷及びシールド冷凍機の冷凍能力の変化を示す特性図である。

【図3】実施形態1において高段圧縮機の運転周波数を上昇させたときの予冷及びシールド冷凍機の冷凍能力の変化を示す図2相当図である。

【図4】実施形態1においてディスプレイサ駆動周波数に応じたオリフィス開度の特性を示す特性図である。

【図5】実施形態2を示す図1相当図である。

【図6】予冷冷凍機に対するヘリウムガス流量に応じた

予冷及びシールド冷凍機の冷凍能力の変化を示す図2相当図である。

【図7】実施形態2において高段圧縮機の運転周波数を上昇させたときの予冷及びシールド冷凍機の冷凍能力の変化を示す図1相当図である。

【図8】実施形態3を示す図1相当図である。

【図9】実施形態4を示す図1相当図である。

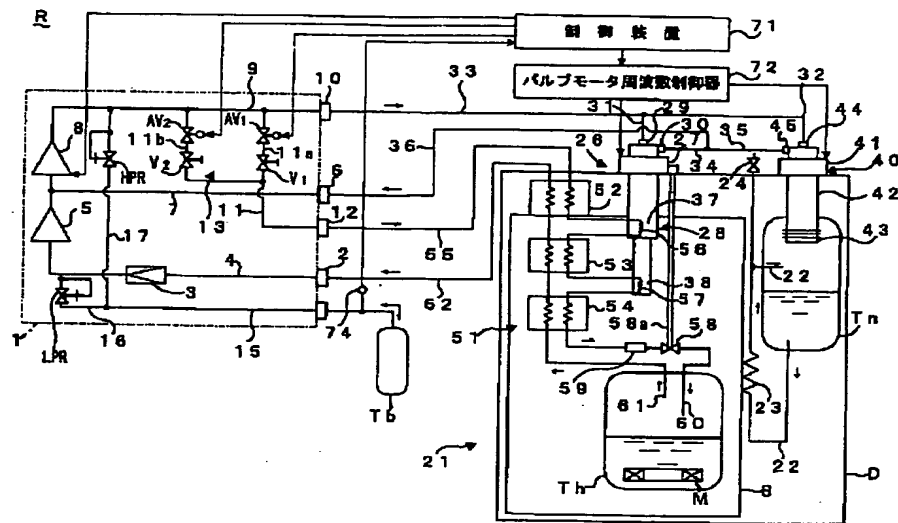
【図10】実施形態5を示す図1相当図である。

【図11】実施形態6を示す図1相当図である。

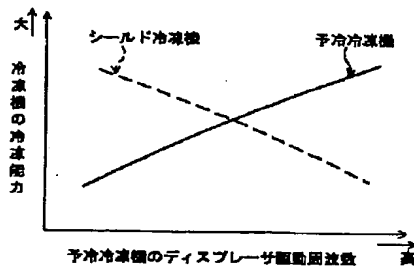
#### 【符号の説明】

- (R) 極低温冷凍装置
- (1) 圧縮機ユニット
- (5) 低段圧縮機
- (8) 高段圧縮機
- (13) J T高圧調整機構 (J T高圧調整手段)
- (18) 冷凍機用圧縮機
- (19) J T用圧縮機
- (V1), (V2) 流量調整弁
- (AV1), (AV2) 電磁開閉弁
- (21) 冷凍機ユニット
- (26) 予冷冷凍機
- (37), (38) ヒートステーション
- (40) シールド冷凍機
- (43) ヒートステーション
- (46) ヘリウムガス流量調整機構 (冷媒流量調整手段)
- (51) J T冷凍機
- (58) J T弁
- (71) 制御装置 (制御手段)
- (72) バルブモータ周波数制御器 (ディスプレイサ駆動周波数可変手段)
- (74) バッファタンク圧センサ (J T冷凍機負荷検出手段)
- (76) 窒素タンク圧センサ (シールド冷凍機負荷検出手段)
- (Tb) バッファタンク
- (Tb) 液体ヘリウムタンク
- (D) 真空デュワー
- (Tn) 液体窒素タンク
- (S) 熱シールド板

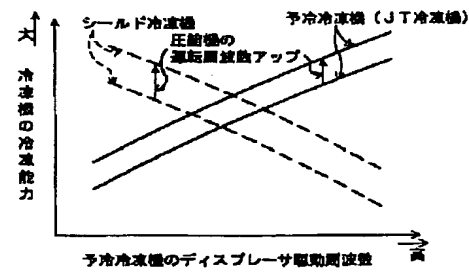
【図1】



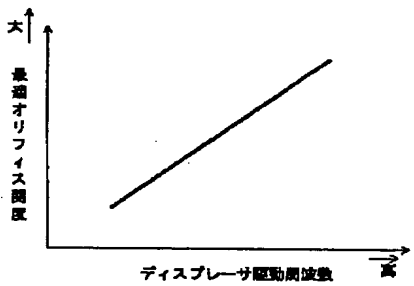
【図2】



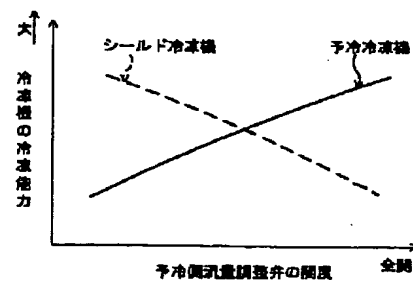
【図3】



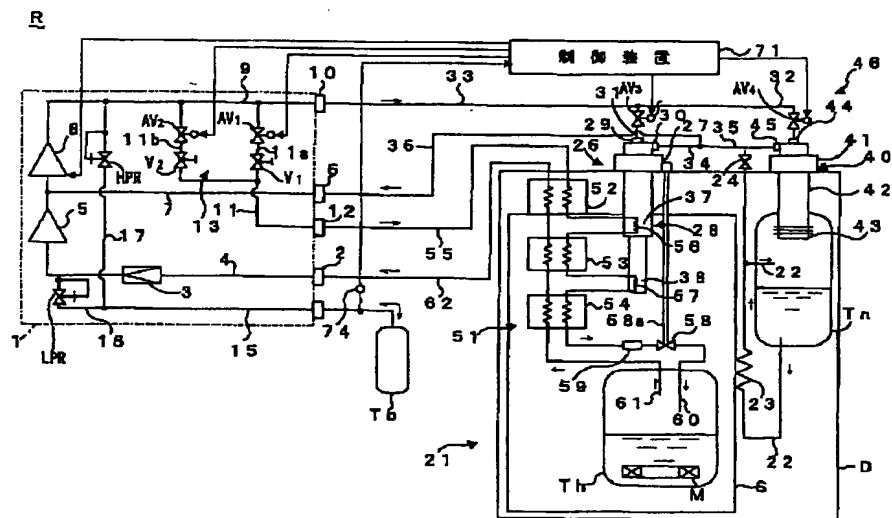
【図4】



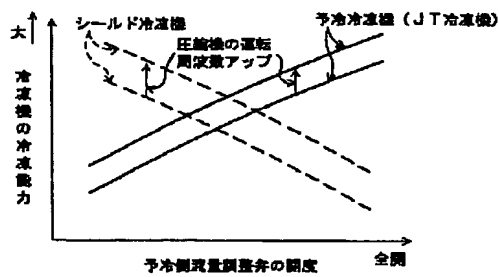
【図6】



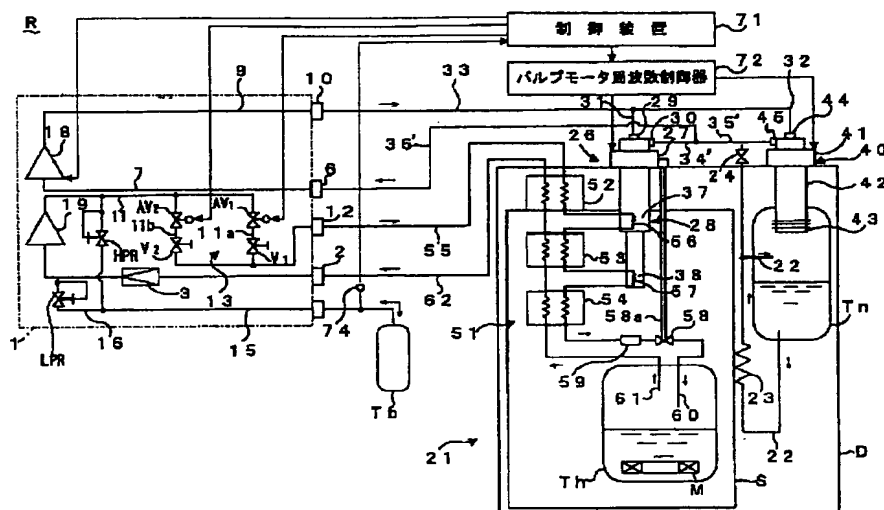
【図5】



【図7】

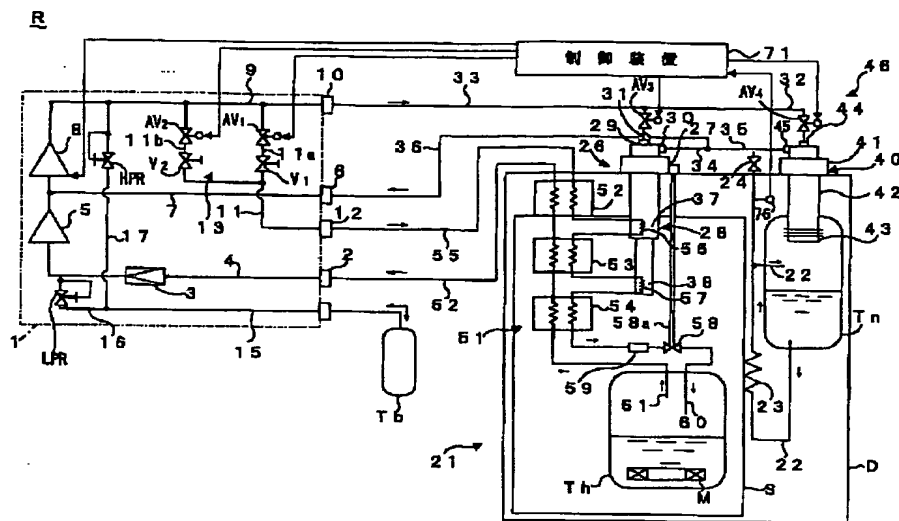


【図8】





【図11】



フロントページの続き

(72)発明者 岡本 昌和  
大阪府堺市金岡町1304番地 ダイキン工業  
株式会社堺製作所金岡工場内

(72)発明者 種谷 昭一  
大阪府堺市築港新町3丁12番地 ダイキン  
工業株式会社堺製作所臨海工場内  
(72)発明者 三浦 克哉  
大阪府堺市金岡町1304番地 ダイキン工業  
株式会社堺製作所金岡工場内



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS

☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

☒ FADED TEXT OR DRAWING

☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

☐ SKEWED/SLANTED IMAGES

☒ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

☐ GRAY SCALE DOCUMENTS

☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**

**THIS PAGE LEFT BLANK**